

VENUS Transition

Radiation Detector の ヒートテスト

1987. 3.

塚本 朗

要旨

誘電率の異なる物質の境界を荷電粒子が通過する際に、その粒子のローレンツ因子に比例したエネルギーの光子を放出する現象を Transition Radiation (以下TR) という。この現象は 高エネルギー実験での粒子の選別に応用されている。TRISTANのVENUS測定器にも、TRDを組み込む計画があり これまでのビームテストでは X線領域の光子を放出させるためのradiatorとして ポリプロピレン ファイバーを用い、Xeチェンバーでそのシグナルを測定することにほぼ決定している。更に今回はradiatorとチェンバーの隔壁についてもテストし、厚さ4.5 cm のフェルト状のファイバーのradiatorとCFRTPの隔壁の組み合わせで 電子の収率90%のとき  $\pi$ 中間子のcontamination 5.9%を得た。



# 目次

## 1章 はじめに

## 2章 Transition radiation の一般論

1. 1層の境界面の場合
2. 1層の媒質がある場合
3. 多層の媒質がある場合
4. TRDのデザイン

## 3章 テスト用 TRD の構造

1. Radiator
2. Multi Wire Drift Chamber
3. 隔壁

## 4章 実験の方法

## 5章 解析 及び 結論

1. イベントの選別
  - 1-1 ビーム・ドリフト・チェンバー
  - 1-2 鉛ガラス カリメーター
  - 1-3 MWDC

## 2. TRDによる粒子同定の方法

2-1. Truncated mean method

2-2. Likelihood method

## 3. 結果と考察

3-1. 粒子のチェンバー上の通過位置依存性

3-2. ゲインの酸素濃度依存性

3-3 選別能力の入射粒子の運動量  
による依存性

3-4 radiator のテスト

3-5 隔壁のテスト

## 4. まとめ

謝辞

Appendix

1. はじめに

1986年11月に稼働をはじめた TRISTAN は 重心系でのエネルギーが 50 から 70 GeV の電子-陽電子衝突型加速器である。この加速器を用いて、高エネルギーでの QED や QCD の研究、標準理論で予言されている Higgs 粒子や トップ・クォーク探し、次世代レプトン探し、Z<sup>0</sup> 物理の研究、新現象の探索などが行われる。特に、新粒子の発見は欧米で稼働中の 陽子-反陽子衝突型の加速器ではデータ解析の上で困難であるといわれており、TRISTAN に期待されている。

新粒子の発見には、大きな立体角をカバーすること、ルミノシティを正確にモニターすること、レプトンとハドロンを正確に同定できること、などが要求される。中でも、レプトンとハドロンの同定がどのように有効かを見てみよう。

a) ヒッグス粒子探しにおいて

ヒッグス粒子の質量が、トップ・クォークとその反粒子の束縛状態であるトッポニウムよりも軽いとしたら、トップ・クォークの質量を 25 GeV と仮定すると、トッポニウムは約 1% の分岐比で、それぞれ 1 つのヒッグス粒子と光子に崩壊する。ヒッグス粒子はさらに  $b\bar{b}$  クォーク対に崩壊するので、単色の光子とその反対方向に 2 つのハドロンジェットの出たイベントを観測すればよい。しかし、これとまぎらわしい終状態の反応がいくつかある。i) トッポニウム

の  $gg\gamma$  への崩壊、ii) 始状態の  $e^+e^-$  からの強い光の放射、iii) アイソレートした  $\pi^0$  を含むハドロンジェット などである。しかし、ヒッグス粒子が  $b\bar{b}$  クォーク対よりも重ければ、ヒッグス粒子は  $b$  と  $\bar{b}$  に崩壊しやすく、 $b$ -クォークは高い確率で運動量の大きいレプトンを含む状態へと崩壊する。一方先に述べたバックグラウンドは、その終状態に少しのレプトンしか含まないので、ハドロンとレプトンを同定することでバックグラウンドを抑えることができる。

### b) トップ・クォークの弱崩壊

トップ・クォークは主にボトム・クォークに崩壊し、ストレンジ・クォークに崩壊する分岐比は1%程度だろうと予言されている。この予言はレプトンの運動量スペクトルを測定することで確かめられる。fig. 1-1a は  $t \rightarrow b, b \rightarrow c, c \rightarrow s$  というカスケード崩壊の際に観測される電子の運動量、fig. 1-1b は  $t \rightarrow s$  という崩壊の際に観測される電子の運動量である。特に  $2 \sim 7 \text{ GeV}/c$  の領域に相異があるので、この領域で電子を正確に同定することが上の予言を確かめる上で必要である。

TRISTANのVENUS検出器は、初期の段階ではおそいハドロンをTOFカウンターで、光子と電子を液化アルゴン及び鉛ガラスカロリメーターで、そしてミューオンはミューオン検出器を用いて粒子の同定を行う。中でも鉛ガラスカロリメーターは

2 GeV/c の入射粒子に対して電子の収率90%  
のときに  $\pi/e$  rejection factor は 0.1~0.5%  
程度である。(fig. 1-2) しかし、この数 GeV/c  
の運動量の領域ではクォークの弱崩壊によってで  
きる電子の数が同じ崩壊による  $\pi$  中間子の数の  
100分の1以下なので更に精度の高いレプトン・ハド  
ロンの同定が要求される。そこで VENUS には  
非破壊 レプトン・ハドロン同定を行う Transition  
Radiation Detector (以下 TRD) を組み込む予  
定があり、fig. 1-3 のように TOF カウンターの内側に  
 $r = 126 \sim 161$  cm の向が空けてある。

Transition Radiation (TR) とは、電磁気  
的性質の異なる物質の境界を荷電粒子が通過  
する際に光子を放出する現象で、Ginz-  
burg らによって初めて予言された。(Ref. 1)

TRD は、この光子のエネルギーが入射粒子のロー  
レンツ因子に比例するという性質を利用して運  
動量のわかっている荷電粒子の同定を行う測  
定器である。我々の TRD は主に数 GeV/c の  
電子と  $\pi$  中間子の同定を目的としているが、更に  
高エネルギーで  $\pi$  中間子と K 中間子の同定に使  
おうとする試みもある。(Ref. 2)

ここでは主に、1986年7月に行われた TRD  
のテスト結果を報告する。Transition radiation  
を起こさせるための radiator として Li フォイルと  
ポリプロピレン・ファイバーを比較するテストを我々  
は以前に行った。その結果、Li フォイルから発生

する光子の数はポリプロピレンの場合に比べて多いが、そのエネルギーは低く吸収しやすいので最終的な性能はポリプロピレンの方が優ることがわかった。また、VENUS TRDのように大型になる場合のコスト、製作の容易さの点でもポリプロピレンファイバーがすぐれている。今回は綿状とフェルト状のポリプロピレン・ファイバーの radiator のテストと共に、大型TRDで radiator とチェンバーの隔壁として十分な強度を持ちしかもX線の吸収の少ないCFRPとCFRTPを使用した場合についてもテストした。一方、チェンバーについては、ゲインの粒子の通過位置依存性と酸素濃度依存性についても調べた。

TOFカウンターの内側の厚さ32cmのすきまに入れるTRDは4層の radiator とチェンバーの組から成る予定である。従って今回のテスト用TRDも radiator とチェンバーの厚さをそれぞれ4.5cm, 2.0cmとした。



## 2. Transition Radiation の一般論

電磁気的性質が異なり、半無限の広がりをもつ2つの媒質の境界を荷電粒子が通過するとき、その境界面での電磁場のつじつまがあのように輻射がおきる。この現象を transition radiation という。

荷電粒子が媒質1を通過しているとき、粒子の作る電磁場は、非斉次なマクスウェル方程式の解の1つである。同様に媒質2での電磁場も得られるが、この2つの解が、境界面での連続の方程式を満足するためには、斉次マクスウェル方程式の解の1つを重ね合わせの原理に基づいて各媒質中の解に加えなければならない。この斉次マクスウェル方程式の解が transition radiation である。

この章では TRD の理解に必要な最小限の解説にとどめ、詳しい議論は Appendix にゆずる。

### 2-1 1層の境界面の場合

媒質のプラズマ振動数  $\omega_p$  は、電子の質量と媒質中の電子の密度  $n_e$  を用いて、

$$\omega_p = \left( \frac{4\pi n_e e^2}{m_e} \right)^{1/2} \quad (2-1a)$$

$$\approx \left( \frac{2Z}{A} \times \rho [\text{g/cm}^3] \right)^{1/2} \times 21 \text{ eV} \quad (2-1b)$$

とあらわされる。以下では媒質1は密な物質、媒質2は真空またはガスを想定し、 $\omega_{p1} > \omega_{p2}$  とする。

入射粒子のローレンツ因子を  $\gamma$ , transition radiation による光子の角振動数を  $\omega$  とすると、単位立体角、単位振動数当りに放出されるエネルギーは、 $1 \ll \gamma$ ;  $\theta \ll 1$ ;

$(\omega_{p1}/\omega)^2, (\omega_{p2}/\omega)^2 \ll 1$  の下では

$$\frac{dE_0}{d\omega d\Omega} = \frac{\alpha}{\pi^2} \left| \begin{array}{c|c} \theta & \theta \\ \hline \gamma^2 + \theta^2 + (\omega_{p1}/\omega)^2 & \gamma^2 + \theta^2 + (\omega_{p2}/\omega)^2 \end{array} \right| \quad (2-2)$$

である。ここで、 $\theta$  は粒子の境界面上の通過点から粒子の軌跡を基準に測った角度である。この式の導出は Ref. 12 に詳しく書かれている。

輻射の起り方は入射粒子の軌跡と境界面のなす角にはほとんど依存せず、また、この輻射は粒子の進行方向に向って開いた  $\gamma^2 + (\omega_{p2}/\omega)^2 < \theta^2 < \gamma^2 + (\omega_{p1}/\omega)^2$  の狭い円錐形に放射される。この角度は  $\gamma$  が数千のときには、 $0.1^\circ$  にも満たないので、普通の TRD では角度は観測しない。

そこで (2-2) の角度積分を実行すると、次のようになる。(fig. 2-1)

$$\frac{dE_0}{d\omega} = \frac{\alpha}{\pi} F(x, r)$$

$$F(x, r) = \frac{1+r+2x^2}{1-r} \log \frac{x^2+1}{x^2+r} - 2 \quad (2-3)$$

ただし、 $x_{1,2} = \omega/\gamma\omega_{p1,2}$ ,  $r = \omega_{p2}^2/\omega_{p1}^2$  と定義する。(2-3) について 3つの極限を考えてみる。ただし、いずれにおいても  $r \ll 1$  とする。

a)  $\gamma \ll \omega/\omega_{p1}$  ( $1 \ll x_1$ ) の場合

$$\frac{dE_0}{d\omega} = \frac{\alpha}{6\pi} \left( \frac{\gamma\omega_{p1}}{\omega} \right)^4 \quad (2-4a)$$

となり) このとき  $dE_0/d\omega$  は非常に小さい。

b)  $\omega/\omega_{p1} \ll \gamma \ll \omega/\omega_{p2}$

(  $\chi_1 \ll 1 \ll \chi_2$  ) の場合

$$\frac{dE_0}{d\omega} = \frac{2\alpha}{\pi} \left( \log \frac{\gamma\omega_{p1}}{\omega} - 1 \right) \quad (2-4b)$$

となり、ローレンツ因子  $\gamma$  の対数に比例する。

c)  $\omega/\omega_{p2} \ll \gamma$  ( $\chi_2 \ll 1$ ) の場合

$$\frac{dE_0}{d\omega} = \frac{2\alpha}{\pi} \left( \log \frac{\omega_{p1}}{\omega_{p2}} - 1 \right) \quad (2-4c)$$

と定数になる。

以上から我々は transition radiation によって充分な量の光子を得るには  $\omega \lesssim \gamma\omega_{p1}$  を満たす必要があることがわかる。また、媒質2が真空 ( $\omega_{p2} = 0$ ) でない限り、c) のようにローレンツ因子  $\gamma$  の増加に対して transition radiation は飽和をおこす。これは TRD の性能の限界を決める大きな要因の1つとなる。

(2-3) を光子の角振動数  $\omega$  で積分すると transition radiation によって放射される全エネルギーが求められる。これは、

$$E_0 = \frac{\alpha}{3} \frac{(\omega_{p1} - \omega_{p2})^2}{\omega_{p1} + \omega_{p2}} \gamma \quad (2-5)$$

となる。同様に(2-3)から光子の平均のエネルギー  $\bar{\omega}$  (= 角振動数) も求められる。

$$\bar{\omega} \approx \frac{3}{4\pi} \omega_{p1} \gamma \quad (2-6)$$

となる。ただし  $\gamma \ll 1$  とした。通常の TRD では、

この条件はみたされる。例えば、ポリプロピレン ( $\omega_{p1} = 19 \text{ eV}$ ) と空気 ( $\omega_{p2} = 0.7 \text{ eV}$ ) の境界を  $2 \text{ GeV}/c$  の電子 ( $\gamma = 4000$ ) が通過するとき、 $r = 1.4 \times 10^{-3} \ll 1$  で、 $\bar{\omega} \sim 18 \text{ keV}$  である。このように、普通 TRD では X 線領域の光子が発生するが、低いエネルギーの光子は観測する以前に吸収されてしまう。一方、fig. 2-1 でわかるように transition radiation 光子は低いエネルギーほど多く発生する。従って、現実的な議論をするために、光子のエネルギーにあるカットオフ  $\omega_0$  を設けて、それより高いエネルギーの光子に注目しよう。transition radiation で発生する  $\omega_0$  より高いエネルギーの光子の全エネルギーは、 $\gamma \ll 1$ ;  $\omega_0 / \gamma \omega_{p1} \ll 1$  の下では fig 2-2 のようになる。また、同様に  $\omega_0$  より高いエネルギーの光子の総数を fig 2-3 に示した。例えば、 $\gamma = 4000$ ,  $\omega_{p1} = 19 \text{ eV}$  のとき、光子の数は

$$N_0(\omega > 2 \text{ keV}) \approx 0.5\alpha \quad (2.4a)$$

$$N_0(\omega > 8 \text{ keV}) \approx 0.6\alpha \quad (2.4b)$$

と高々  $\alpha (= 1/137)$  のオーダーである。従って transition radiation を測定器に応用する場合、粒子の入射に対して確実に光子を発生させるためには、数百層の境界面をもった radiator を用いなければならない。また、fig. 2-2, 2-3 から、光子の全エネルギーはローレンツ因子  $\gamma$  にほぼ比例するが、総数は  $\gamma$  に対してゆるやかな増加しかしないことがわかる。

2-2 1層の媒質がある場合

媒質2で満たされた空間に、粒子の軌跡に対する厚さが  $l_1$  の媒質1が横たわっている場合を考える。この場合、2-1 で論じた境界面は2層あるが、各層から発生した光子がお互いに干渉しあう。その結果(2-2)の  $d^2E_0/d\omega d\Omega$  に対して

$$\frac{d^2E_1}{d\omega d\Omega} = \frac{d^2E_0}{d\omega d\Omega} \times 2 \times \left(1 - \cos \frac{l_1}{Z_{i,2}(\theta)}\right) \quad (2-5)$$

となる。ただし、ここで

$$Z_{i,2}(\theta) \simeq \frac{2}{\omega} \left(\theta^2 + \gamma^{-2} + \frac{\omega_{p1,2}^2}{\omega^2}\right)^{-1} \quad (2-6)$$

と定義する。特に  $Z_{i,2}(\theta)$  は formation zone と呼ばれ、媒質2を通ってまた荷電粒子の作る電磁場が、媒質1中での新しい平衡に達するのに必要な長さとして解釈できる。媒質1が薄く、 $l_1 \ll Z_{i,2}(\theta)$  であるときは、transition radiation は境界面が1層の場合に比べて、ほとんど外にあらわれない。(Ref.3)

更に、(2-5)を角度で積分する。その結果を

$$\nu = \frac{2\omega}{l_1 \omega_{p1}^2}, \quad \Gamma = \frac{2\gamma}{l_1 \omega_{p1}} \quad (2-7)$$

というパラメータを用いて次のようにかく。

$$\frac{dE_1}{d\omega} = \frac{2\alpha}{\pi} G(\nu, \Gamma) \quad (2-8)$$

$G(\nu, \Gamma)$  のふるまいは fig. 2-4 に示した。



## 2-3 多層の媒質がある場合

多層の媒質がある場合には 1層の場合の輻射場の振幅を位相差と減衰を考慮して重ね合わせればよい。すなわち、媒質の吸収係数を  $\mu_{1,2}$  とし、(2-6) で定義した  $Z_{1,2}(\theta)$  を用いて、

$$\frac{d^2 E_N}{d\omega d\Omega} = \frac{d^2 E_1}{d\omega d\Omega} \times \frac{1 + e^{-N\sigma} - 2e^{-\frac{N\sigma}{2}} \cos N\phi}{1 + e^{-\sigma} - 2e^{-\frac{\sigma}{2}} \cos \phi} \quad (2-9)$$

とあらわされる。ただし、 $N$  は層の数であり  $\sigma, \phi$  を次のように定義した。

$$\sigma = \mu_1 l_1 + \mu_2 l_2 \quad (2-10)$$

$$\phi = \frac{l_1}{Z_1(\theta)} + \frac{l_2}{Z_2(\theta)} \quad (2-11)$$

(2-9) の角度積分は、近似的に

$$\frac{dE_N}{d\omega} = 4\pi^2 N_{\text{eff}} \sum_{\mathbf{R}} \frac{d^2 E_1(\theta_{\mathbf{R}})}{d\omega d\theta} \quad (2-12)$$

ただし、 $\theta_{\mathbf{R}}$  は

$$\phi_1(\theta_{\mathbf{R}}) + \phi_2(\theta_{\mathbf{R}}) = 2\pi \mathbf{R} \quad (2-13)$$

をみたすもの、また、 $N_{\text{eff}}$  は

$$N_{\text{eff}} = \frac{1 - e^{-N\sigma}}{1 - e^{-\sigma}} \quad (2-14)$$

$N_{\text{eff}}$  が  $\sigma$  にどう依存するかを fig. 2-5 に示した。

また、fiber のように不規則な厚さと間隔でならんだ多層の媒質を用いる場合には、多層での干渉を考えず、(2-5) あるいは (2-8) を  $N_{\text{eff}}$  倍すれば、エネルギーの分布が得られる。

## 2-4 TRD のデザイン

TRDは radiator とチェンバーから成る。TRD が最大限の性能を得るためのデザインの方法を以下に示す。

先ず、radiator のデザインは、使用するエネルギー領域での粒子のローレンツ因子  $\gamma$  は決まっているので、その  $\gamma$  に対して最適な媒質及びその厚さを選択しなくてはならない。多層の場合でも、(2-6) のように transition radiation 光子の角振動数は媒質のプラズマ振動数  $\omega_p$  にほぼ比例する。従ってなるべくプラズマ振動数の高い媒質を radiator に使うべきである。また、各層からの transition radiation は (2-8) 及び fig. 2-4 に見るように干渉によって特定の角振動数の光子が強められて出てくる。この干渉の  $\Gamma$  を (2-7) を改めて次のようにあらわす。

$$\nu = \frac{\omega}{\omega_1} = \frac{\omega}{\gamma_1 \omega_{p1}}, \quad \Gamma = \frac{\gamma}{\gamma_1} \quad (2-15)$$

ただし、

$$\omega_1 = \frac{l_1 \omega_{p1}}{2} = 2.5 \omega_{p1} [\text{eV}] l_1 [\mu\text{m}] \quad (2-16)$$

$$\gamma_1 = \frac{l_1 \omega_{p1}^2}{2} = 10^4 (P_1 l_1 [\text{g cm}^{-2}]) [\text{keV}] \quad (2-17)$$

また  $P_1$  は媒質 1 の密度である。fig 2-4 では  $\nu^{\pm} = \pi, 3\pi, \dots$  で強めあう干渉が、 $\nu^{\pm} = 2\pi, 4\pi, \dots$  では弱めあう干渉がおこっているのがわかる。

$\nu^1 = \pi$  の干渉の山は幅が広いので、これを利用すると広い帯域の角振動数の光子を干渉によって多く発生させることができる。transition radiation によって発生する光子のエネルギーの分布は (2-3), (2-4) からわかるように  $\nu/\omega$  でスケールするので、 $\nu^1 = \pi$  と固定すると、 $\Gamma$  によって変化する。 $\Gamma$  は大きいほど、言い換えれば (2-17) で定義した  $l_1$  が小さいほど発生する光子の量が増す。以上を考慮に入れると、発生する光子の平均角振動数  $\bar{\omega}$  が  $\nu^1 = \pi$  を満たすように  $\omega_1$  を設定せよ、または、想定される入射粒子のローレンツ因子に比べて低くなるように設定すればよいが、実際には、変化させることのできるパラメータは限られており、両者の兼ね合いが重要である。以上は各層での光子の発生に關したデザインだが、実際に多層で使用する場合には radiator 自身での光子の吸収が問題になる。物質による光子の吸収は低い角振動数に対しては光電効果によって、そしてある振動数  $\omega_k$  を境にそれ以上では弾性散乱による吸収が主におこり、それに伴って吸収係数は fig 2-6 のように変化する。従って transition radiation によって発生する光子の平均のエネルギー  $\bar{\omega}$  を  $\omega_k$  より大きく設定すると、吸収の少ない帯域を安定に利用できる。また、各層の間隔は formation zone 効果も考慮に入れると一層の厚さの 5 倍前後が適当である。

一方、チェンバーは radiator で発生した光子を確実にとらえて信号に変換する役目を負う。従って radiator で発生する光子の平均角振動数  $\bar{\omega}$  の 2 倍の角振動数をもつ光子に対して厚さ 1/2 吸収長くらいは必要である。

吸収係数の大きい Xe や Kr ガスを用いたプロポーショナルチェンバーはコンパクトでありながら先程の条件を満たすことができる。特に Xe は光子と荷電粒子とのエネルギー損失の比が最も良い。ただし Xe には 5 KeV に吸収端があるので、transition radiation による光子の全エネルギー及び総数は fig. 2-2, 2-3 でカットオフ  $\omega_0 = 5 \text{ KeV}$  の場合に相当する。

fig. 2-7 に、各種の radiator の素材の性質を示す。ここにある natural threshold とは、(2-15) にあらわした  $\nu$  に関する式について  $\omega = \omega_K$ ,  $\nu^2 = \pi$  をみたすときに決まる  $\nu$  の値であり、radiator を最適化したときに出る光子の量は  $\nu$  が低いほど多い。最後にこの表を参考にしていくつかの素材の特徴をみてみよう。

LiH:  $Z$  が Li より更に小さく、従って X 線の吸収が少ない点は良いが、毒性があり活性が高いので取り扱いに注意を要する。また、普通は粉末状なので望む厚さが得にくい。

Li:  $Z$  は LiH に次いで小さいが、プラスで周波数が LiH や  $\text{CH}_2$  に比べて小さいので発生する光子の角振動数も低く X 線の吸収に因しては必ずしも有利ではない。また、水と激しく反応するので湿度の管理が必要で、更に、純金属なので多層にした場合となり合う層がくっつくので表面にオイルをぬるなどの

対策が必要。延性はよいので充分うまい  
フィルムに加工できる。(Ref. 2, 4, 5, 6)

Be : プラズマ周波数が特に高く、しかもZが  
小さいので radiator としての素質はある。しか  
し強い毒性をもち、うまいフィルムは特に高価  
である。

ポリプロピレン(CH<sub>2</sub>) : 以上の3種類に比べると  
X線の吸収が多い。しかしプラズマ周波数  
は LiH なみで Li より大きいので 以前の  
我々のテストでは 平均角振動数の高い光子  
を発生させる ポリプロピレンの方が Li よりも  
radiator として高い性能を示した。また、フィルム  
やファイバー状のものが入手しやすく、とり  
あつかいも特別な注意を必要としない。  
(Ref. 7)

Mylar : 24 eV のプラズマ周波数をもつ。分子  
を構成する原子の種類は ポリプロピレン  
と同じく炭素と水素である。フィルム状  
に加工されている。(Ref. 2, 5, 7)



### 3. テスト用 TRD の構造

テスト用測定器は、入射粒子に transition radiation を起こさせるための radiator と、入射粒子と transition radiation 光子のエネルギー損失を測定する Multiwire Drift Chamber から成り、その間には 2つを隔てる隔壁がある。

#### 3-1 Radiator

Radiator の素材として我々はポリプロピレン ( $\text{CH}_2$ ) を用いた。綿状とフェルト状に加工されたポリプロピレン-ファイバーがあり、これらを用いて次の3つのタイプの radiator を用意した。

type I: 綿状のポリプロピレンファイバーを断面積  $10 \times 10 \text{ cm}^2$ 、厚さ  $4.5 \text{ cm}$  の四角柱状にパックしたもの。糸の直径は  $18, 26, 34, 54 \mu\text{m}$ 、総量は  $30, 40, 50, 60, 67 \text{ g}$  を用意した。

type II: フェルト状に加工されたポリプロピレンファイバーを用いた。ファイバーの直径は  $18 \mu\text{m}$ 、フェルト一枚は面積  $10 \times 10 \text{ cm}^2$ 、厚さ  $4.3 \text{ cm}$ 、質量  $5 \text{ g}$  であり、これを10枚あるいは11枚重ねたものを用意した。

type III: 綿とフェルトの複合型。断面積  $10 \times 10 \text{ cm}^2$ 、厚さ  $4.5 \text{ cm}$  の四角柱の枠の中

に綿状のファイバーをつめ、その小たと底に、type II で用いたフェルト ½枚ずつを使ったものである。ファイバーの直径は綿フェルト共に 18 $\mu$ m、綿の質量は 50, 60, 70 g を用意した。

### 3-2 Multi Wire Drift Chamber

MWDCは厚さ 2.0 cm、センスワイヤとポテンシャルワイヤの間隔が 0.5 cm である。チェンバーの前面には 10 $\times$ 10 cm<sup>2</sup>の窓がおり、厚さ 30  $\mu$ m のアルミナイスト・マラーで小さかわれており、この窓には radiator を置くためのフードがある。(fig. 3-1)

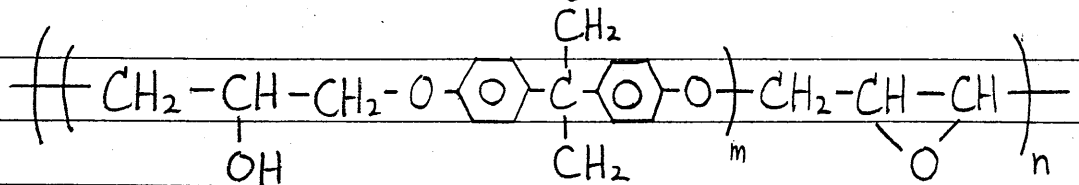
チェンバーガスは Xe(90%) + CH<sub>4</sub>(10%) を用いる。Xe は高価だが、6 keV と 10 keV の光子をこのチェンバーで補捉する確率は、Ar を用いた場合には それぞれ 61% と 18% だが、Xe を用いると それぞれ 99.9% と 83% である。T-RD で高い性能を得るためには、radiator から放射される X線領域の光子をできるだけ確実に補捉する必要があるので Ar よりも Xe を用いるのである。

### 3-3 隔壁

VENUS TRDは直径約1.4m,長さ約4mの円筒形でそれを縦方向に8等分して製作する予定である。このような大型のTRDでは radiator とチェンバーの隔壁の素材の選択が重要である。隔壁には広い面積を支える強度と X線 の吸収の少ないことが要求される。ソーステストの結果候補に残った次の2つを用意した。

#### a) Carbon Fiber Reinforced Plastic

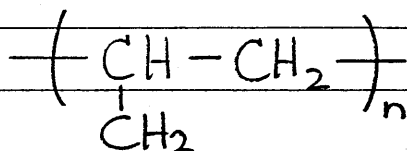
CFRPとは、その名の示す通りカーボンファイバーをプラスチックで固めたものである。そのプラスチックの構造式は次の通りである。



我々は厚さ3mmの20倍発泡アクリルフォームを厚さ0.1mmのCFRP2枚で"はさんで"接着したものを用意した。

#### b) Carbon Fiber Reinforced Thermal Plastic

CFRTPはCFRPの場合とは異なる熱可塑性のプラスチックでカーボンファイバーを固めたものである。そのプラスチックの構造式は次の通りである。



a)と同様のアクリルフォームを厚さ0.1mmのCFRTP

2枚ではさんで接着したものを用意した。

#### 4. 実験の方法

実験は 高エネルギー物理学研究所の陽子シンクロトロンで T2 ビームラインで行った。各測定装置は fig. 4-1 のように設置した。ビームの最上流と最下流には  $\pi$  中間子と電子とを選別するためのガス・チェレンコフカウンターと鉛ガラス・カロリメータを置いた。TRD の前後には ビーム・ドリフト・チェンバー (図中 BDC1, 2) を置き、入射粒子の軌跡を決定し、粒子の TRD の MWDC 上での通過点を求めるのに用いた。また、ビーム・ドリフト・チェンバーの上流に 3 枚下流に 1 枚のシンチレーション・カウンタをトリガ用に置いた。(図中 T1~T4) 運動量 1, 2, 3 GeV/c のビームを 4 重極磁石で集束して用いた。

TRD の MWDC には mass flow controller によって Xe 90%, CH<sub>4</sub> 10% に保たれた混合ガスを流量 40 cc/min で流しつづけた。また、チェンバーから出たガスの N<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> 濃度をガス・クロマトグラフィーによって測定した。酸素濃度依存性のテストの際には、一度チェンバーのガス入口と出口を開放して大気にさらし 注射器を使って 100 cc の空気を注入し、その後 ガス径路を元にもどして流量 40 cc/min で混合ガスを流した。

MWDC のゲインは <sup>109</sup>Cd (22 keV X-ray) を用いて校正した。

データ収集のトリガは 4 枚のシンチレーションカウンタの信号の論理積によった。ビーム・ドリフト・チェンバー



の信号は ディスクリミネーターを通したあと TDCへ、  
TRDの信号は チャージアンプを通したあと ADCへ送り、  
それぞれ CAMAC で処理して PDP-11 で読み込んだ。  
だ。

## 5. 解析 及び 結論

### 5-1 イベントの選別

#### 5-1-1 ビーム・ドリフト・チェンバー

ビーム・ドリフト・チェンバーは TRDの上流、下流合わせて7層あり、これらのデータから粒子の軌跡を直線でフィットした。このとき、求めた軌跡との残差が  $1.5\text{mm}$  以上のデータは棄却し、生き残ったデータを用いて再び軌跡を求めた。ここで生き残ったデータが6組に満たないイベントは棄却した。この結果、生き残ったデータの残差は  $93\%$  以上のイベントで  $0.5\text{mm}$  以下になった。(fig. 5-1)

#### 5-1-2 鉛ガラスカロリメータ

fig. 5-2 は チェレンコフ・カウンターをトリガにコインシデンスしたときとしないときの鉛ガラスカロリメータのパルスハイトスペクトルである。パルスハイトの高い方のピークが電子、低い方のピークが $\pi$ 中間子の信号である。 $\pi$ 中間子と電子との選別を行うために、ビームの運動量に応じてパルスハイトに対するカットオフを次のように決めた。

(数字は ADCのチャネル数をあらわす。)

1 GeV/c	$100 < \text{P.H.} < 400$	$\longrightarrow \pi$
	$620 < \text{P.H.} < 900$	$\longrightarrow e$

2 GeV/c	100 < P.H. < 650 → $\pi$
	1100 < P.H. < 1600 → e
3 GeV/c	100 < P.H. < 700 → $\pi$
	1250 < P.H. < 1600 → e

### 5-1-3 TRDのMWDC

ビームは センスワイヤ3本分のドリフト領域に広がっている。(fig.5-3) 従ってこの3本のワイヤのシグナルについてのみ解析した。粒子の通過位置によるゲインの依存性は fig.5-4 に示した通りであり、ポテンシャルワイヤの付近で他の位置より低い。そこで、各センスワイヤの片側 3mm 以内を粒子が通過したイベントのみを選んで radiator や隔壁の性能を比べる。

### 5-2 TRDによる粒子同定の方法

Transition radiation によって放射される光子のエネルギーは 入射粒子のローレンツ因子  $\gamma$  にほぼ比例する。(式 2-5, 2-6) 例えば 2 GeV/c の電子と  $\pi$  中間子の  $\gamma$  はそれぞれ 4000 と 15 なので、電子が入射したときには X線領域の光子が発生しても  $\pi$  中間子では全く発生しないと考えてよい。我々は この現象を電子と  $\pi$  中間子の同定に使おうとしているが、実際に測定した信号からこの同定を行うには大

大きく分けて 2つの方法がある。1つは 光子の信号だけをとり出して 直接的に光子放出の有無を知ろうとする方法で、cluster counting method (Ref. 8, 9) などがこれにあたる。他方は、もともと  $\pi$ 中向子より大きい 電子のエネルギー損失が、X線領域の光子を伴うことにより更に大きくなることを利用するものである。この方法には truncated mean method, likelihood method がある。今回は 後者の 2つの方法を使った。

### 5-2-1 Truncated mean method

Truncated mean method とは、1組のデータから いくつかのデータを棄却し、残ったデータの平均 (truncated mean と呼ばれる) を求める方法である。

TRDの検出器での  $\pi$ 中向子のエネルギー損失スペクトルは 長いランダウテイルを持ち、電子のエネルギー損失スペクトルとの重なりが大きいので、1つのデータだけでは 粒子選別能力は限られている。そこで、いくつかのデータのうち最大のものを棄却して残りの平均を求めると、ランダウテイルが小さくなり  $\pi$ 中向子と電子のスペクトルの重なりが減少するので 粒子選別能力が向上する。

実際には、電子が入射したときに それを電子であるとみなす確率 (電子に対する収率) が

一定の値となるように truncated mean ハルスイットに対して カットを設ける。そして 入射粒子の truncated mean ハルスイットが このカットをこえたときは 電子, こえないときは  $\pi$  中間子とみなす というふうに 粒子同定を行う。この方法による 選別能力の良否は、入射した  $\pi$  中間子が 誤って 電子であるとみなされてしまう確率 (contamination) で表わされる。

### 5-2-2 Likelihood method

$n$  組の TRD を 粒子が通過したときの  $i$  番目の TRD での エネルギー損失を  $E^i$ 、また、電子と  $\pi$  中間子の エネルギー損失の 確率密度関数を  $P_e^i(E^i)$ ,  $P_\pi^i(E^i)$  とするとき、尤度関数 (likelihood functions) を 次のように定義する。

$$L(e; E) = \prod_{i=1}^n P_e^i(E^i)$$

$$L(\pi; E) = \prod_{i=1}^n P_\pi^i(E^i)$$

このとき、このイベント  $E = (E^1, \dots, E^n)$  が 電子によるものである確率  $P_e$  を

$$P_e(E) = \frac{L(e; E)}{L(e; E) + L(\pi; E)}$$

と定義する。あとは truncated mean method と同様に カットを設けて、各イベントの  $P_e$  の値と カットとの大小で 粒子の同定を行う。

Truncated mean method は 電子のエネルギー

損失スペクトルの積分値だけからカットを決めて  
実際の運用では1組のデータの平均値を計  
算するだけである。それに対して likelihood met-  
hodは電子と $\pi$ 中間子のエネルギー損失スペクト  
ルの形まで用いてカットを決め、運用する際も  
データ1組毎に尤度関数の値を求める。従っ  
て likelihood methodは使用する情報が多い  
ので得られる選別能力も高いが運用に  
あたってはより複雑な処理を必要とする。

今回のテストでは1組のTRDしかないので  
一連のイベントを用いて仮想的な4組のTRD  
のデータを作った。また、likelihood method  
のための確率密度関数  $P_e, P_\pi$  は、テスト  
によって実際に得られたスペクトルから規格  
化して作った。truncated mean method の場  
合も likelihood method の場合も、電子に対  
する収率が90%となるようにカットを決めた。





### 5-3-1 粒子のチェンバー上の通過位置依存性

fig. 5-4 は電子と $\pi$ 中間子のチェンバーでの電離損失によるパルスハイトの通過位置に対する依存性を示したものである。これによるとポテンシャルワイヤの付近でチェンバーのゲインが落ちているのがわかる。更に調べてみると、ポテンシャルワイヤの付近でパルスハイトは下がるがパルスハイトスペクトルの幅は他の位置と比べてむしろ広い。(fig. 5-9) その結果、TRDの粒子選別能力もポテンシャルワイヤの近くで悪化する。(fig. 5-10)

この原因はMWDCの電場の様子にあると考えられる。すなわち、fig. 5-11に示したMWDCの等電位面をみるとわかるように、壁面とポテンシャルワイヤが等電位であるために、ポテンシャルワイヤ付近に電位の峠ができて、そこで電位が0になる。荷電粒子がこのチェンバーを垂直に通過すると約80コのXe原子をイオン化する。十分な電場があるところではイオン化によって生じた電子は電場によってXeイオンからひきはなされ、センスワイヤに向ってドリフトしてゆくが、電場が弱いところで生じたイオン対は再び元のXe原子にもどり、センスワイヤには検出されない。従ってポテンシャルワイヤの付近を通過した粒子に対しては、電離損失に比例したパルスハイトが得られないと考えられる。

以上のような、ポテンシャルワイヤ付近でのゲインの低下は、MWDCにワイヤ方向の磁場を与えることで解消された。(fig. 5-13)この原因については、ポテンシャルワイヤ付近の電場の弱いところでのXeのイオン化によって

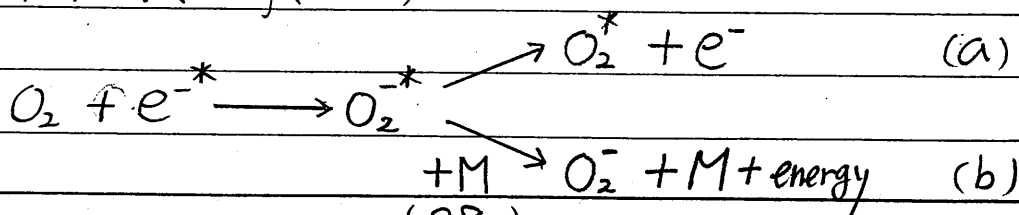
生じた電子が ワイヤ方向の磁場から受けるローレンツ力により、Xeイオンから引きはなされ、十分な強さをもった電場のある領域へ導かれ、その結果 粒子の通過位置に関係なく一定のゲインが得られると考えれば、先程の考察とも両立する。(磁場による力線の変化を fig 5-12 に示す)

VENUS の TRD は 超電導電磁石の内側におかれ、ワイヤ方向の強い磁場を受けるのでゲインは 粒子の入射位置に依らず一様で、従って一様な粒子選別能力が得られる。

### 5-3-2 ゲインの酸素濃度依存性

$\pi$ 中間子のビームを用いて MWDC のゲインの酸素濃度依存性を調べた。fig. 5-14 は チェンバーに空気を注入した後の 時間経過と酸素濃度の関係を示している。データ収集の間の平均の酸素濃度は 図中の曲線から求めた。fig. 5-15 に  $\pi$ 中間子に対するゲインの平均値の酸素濃度依存性を示した。更に fig. 5-16 は それを 粒子の通過位置別に比べたものである。1000 ppm 以上で ゲインの急激な低下がおこることがわかる。

酸素分子は 電子親和力が 0.44 eV と低く、電子をとらえて 分子内振動で励起したイオンになりやすい。(Ref. 10)



(a) は励起した酸素イオンが 励起した酸素分子とエネルギーを失った電子に変わる反応、(b) は励起した酸素イオンが他の分子との衝突によってエネルギーを失う反応である。このような過程で ガス中をドリフトしている電子のエネルギー あるいは電子それ自身が失われ、ゲインの低下をひきおこす。fig. 5-16 において、ポテンシャルワイヤの近くのゲインが全ての酸素濃度で低いのは 前節で述べた理由で説明がつくが、各位置でのゲインを低濃度でのゲインで規格化しても ポテンシャルワイヤ付近では 酸素濃度の増大によるゲインの低下が センスワイヤの近くよりも大きい。(fig. 5-17) これには 2つの原因が考えられる。1つは、電子がセンスワイヤ付近までドリフトしてゆく距離が長いので それだけ酸素に吸着される確率が高くなるということ、もう1つは fig. 5-18 が示すように センスワイヤ付近のように電場が小さいところでは 酸素が電子を吸着する反応断面積が大きいということである。(Ref. 11)

以上のような現象が顕著になるのは 酸素濃度が 数百 ppm 以上のときである。従って TRD の製作にあたって チェンバー内の酸素濃度が 例えは 100 ppm 以下に保たれるように ガスリークを減らすことにより TRD は 酸素濃度に対して充分安定に運用できる。

### 5-3-3 選別能力の入射粒子の運動量による依存性.

我々はビームの運動量を 1, 2, 3 GeV/c と変化させて TRD のテストを行った。これらの運動量の電子と  $\pi$  中間子のローレンツ因子  $\gamma$  は それぞれ 2000 と 7.2, 4000 と 14.3, 6000 と 21.5 である。入射粒子の電離損失は  $\pi$  中間子では最小であり、電子は充分に相対論的なので運動量とともにゆるやかに増加する。

fig. 5-19 は transition radiation 光子を伴った電子のエネルギー損失のスペクトルである。1 GeV/c と 2 GeV/c のスペクトルでは光子の量に大きなちがいがあがるが、2 GeV/c と 3 GeV/c ではあまり変化がない。一般に transition radiation 光子の全エネルギーと平均のエネルギーは入射粒子のローレンツ因子  $\gamma$  に比例し、光子の数も  $\gamma$  のゆるやかな増加関数であるが (fig 2-2, 3)、radiator が真空中におかれていない場合には、光子の放射は  $\gamma$  の増加に対して飽和して、一定量以上には増えなくなる。その条件は  $\omega/\omega_p \ll \gamma$  (式(2-4c)) である。

我々の TRD の radiator は真空中 (プラスマ周波数  $\omega_p = 0.7 \text{ eV}$ ) におかれているので、 $\omega/\omega_p$  は 10 keV, 20 keV の光子に対して それぞれ 526, 1050 である。2 GeV/c, 3 GeV/c の電子のローレンツ因子  $\gamma$  はそれぞれ 4000, 6000 なので、fig 5-19 で 2 GeV/c, 3 GeV/c での光子の量の増加が、1 GeV/c と 2 GeV/c での増加に比べて少ないことがこれで理解できる。以上の議論は干渉による効果を考慮に入れないものであったが、干渉の効果は radiator のプラスマ周波数と厚さでほとんど決り

ローレンツ因子 $\gamma$ のこの程度( $\gamma=2000\sim 6000$ )の変化にはほとんど依存しない。例えば 20 keV の光子に対する formation zone は  $\gamma \rightarrow \infty$  での上限 22 nm に対して  $\gamma=2000, 4000, 6000$  でそれぞれ 17, 20, 21 nm であり、発生する光子の量にはほとんど影響しない。

以上のような原因による スペクトルの変化 (fig. 5-20) によって TRD の粒子選別能力は (fig. 5-21) のように変化する。クリスタルのエネルギー領域では  $\pi$  中間子による transition radiation は無視できるので、入射粒子の運動量が 2 GeV/c 以上では、我々の TRD はほぼ一定の性能で働くはずである。

### 5-3-4 Radiator のテスト

fig. 5-22, 23は、radiator全体の密度と隔壁の素材を同一の条件にしたときの各種の radiator を使った場合の、電子によるエネルギー損失スペクトルと、 $\pi$ 中光子の contamination である。ポリプロピレンファイバーの直径が 18, 26, 34, 54  $\mu\text{m}$  と太くなるにつれ、contamination が大きくなっている。一方、ファイバーの太さ (radiator 一層の厚さ) を変えたとき TRD の理論から、放出される光子のエネルギー分布にどのような変化が起こりうるか考えてみる。先ず、radiator 一層からの寄与についてみると、式 (2-15) にあられる  $\gamma_1 = \omega_p l_1 / 2$  ( $l_1$  は radiator の厚さ) が変化する。この変化による寄与は、 $\Gamma = 2\gamma / \omega_p l_1$ ,  $\nu = 2\omega / l_1 \omega_p^2$  というパラメータを用いて fig. 2-4 に示してあるが (詳細は 2章を参照)  $l_1$  が大きくなるにつれ、放射されるエネルギーは全体に小さくなるが、干渉によって強めあう光子の 1個あたりのエネルギーは高くなる。次に、radiator 全体の変化としては、radiator の層の数に変化する。すなわち、全体の密度を一定に保った場合、ファイバーの太さが変化すると、層の数も変化するので radiator 全体での光子の吸収係数は変化しない。そして radiator 一層での光子の吸収係数は太さに比例する。この2点を考慮すると 式 (2-14) にあられる  $N_{\text{eff}}$  は fig. 2-5 のようにファイバーが太くなると急に少なくなる。ファイバーによる、一層の radiator としての厚さはある値のまわりにランダムなひろがりをもつので、radiator 全体からの光子のエネルギー分布は、

一層からのそのNeff倍程度である。結果的には、以上の効果か、ファイバーが太くなると光子の発生がおさえられるように作用していると考えられる。ファイバーの太さも全体の密度が共に等しい場合には、フェルトよりもわた状のファイバーを圧縮したものの方が多少 radiator として性能がよくなる傾向がある。フェルトはファイバーを複雑にからみ合わせた上でプレスして固めてあるので、わた状のものに比べて、空気の層が薄く少ないのが原因だと考えられる。

fig 5-24,25は同じ太さのファイバーで、radiator/全体の密度を変えたものについての比較である。密度が小さくなると光子の発生量が減って contamination を悪くしている。これは密度が減って radiator としての層の数も減少するのが原因だろうが、かといって密度を大きくしすぎると、空気の層が少なくなりすぎてやはり光子の発生量が減ることになると思われる

今回テストした中では、 $18\mu\text{m}$ のわた状ファイバー、密度 $0.15\text{g}/\text{cm}^3$ の radiator が CF RTP の隔壁を併用して電子に対する効率が90%のとまに  $\pi$  中間子の contamination が5.4%と最も良く (fig. 5-23, 26) 次いで同じ太さ、密度のフェルトの radiator で contamination は6.0%だった。わた状のファイバーはこの程度の密度に保つのにかなりの力が必要で、容器には大きな圧力がかかるので、VENUS で使う程の大きな有効面積をもつ TRD の radiator として使うには、隔壁を補強するか、あらかじめ所定の大まかにバックして radiator のスペースに入れるなど、製作に手間がかかる。

それに対して フェルトの radiator は 性能面で  
多少劣るものの、加工は非常に容易である。



### 5-3-5 隔壁のテスト

fig. 5-26は 3種類の radiator に対して CFRP と CFRTP を MWDC との向におき、この2種類の隔壁が 光子を吸収することによる contamination の影響を示している。光子を伴った電子のエネルギー損失のスペクトルを fig. 5-27 に示す。

CFRP は CFRTP よりも X線の吸収が大きいことがわかる。CFRP には炭素原子よりも約3倍大きい密度吸収係数をもつ酸素原子が含まれている。CFRP と CFRTP の密度はほぼ等しく、厚さも等しいので、結果的に CFRP は X線を多く吸収する。このことがスペクトルの違いの原因であると考えられる。

VENUS TRD グループでは更に適当な隔壁の素材をさがしているが、今のところ、強度、X線吸収の少なさの点で CFRTP が有力である。

## 5-4 まとめ

今回のテストで以下のことがわかった。まず MWDCは粒子の通過位置によるゲインの不均一があるものの、実際に VENUS 測定器に組み込まれた場合のようなワイヤ方向の磁場中ではその不均一はなくなる。そして 100 ppm あるいはそれ以下の酸素濃度を保つことのできる気密性を持たせれば酸素濃度の多少の変化に対してもゲインの安定性を保つことができることがわかった。次いで radiator は 2 GeV/c の入射粒子に対してファイバーの直径 18  $\mu\text{m}$ , radiator 全体の密度 0.15 g/cm<sup>3</sup> のものが最も良く、電子の収率 90% のときに  $\pi$  中向子による contamination が隔壁なしでは truncated mean method で 4.2~4.7%, likelihood method では 3.5~4.0% であり、CFRTP の隔壁を併用した場合には 6.8~7.5% 及び 5.4~6.0% であった。わた状のファイバーとフェルト状のファイバーではわずかに前者の方が radiator としての性能がよい。radiator と MWDC の間の隔壁の素材についても同時にテストしたが、外見、強度では区別がつかない、CFRP と CFRTP だが、X線の吸収については明らかな差があり、CFRTP の方が X線の吸収が少なく TRD に向いている。最後に入射粒子の運動量による TRD の性能の変化だが、transition radiation の飽和は電子に対しては 2 GeV/c

くらいから起こる。従って今回のテストでも  $1\text{GeV}/c$  に対しては十分な性能が得られず、また  $3\text{GeV}/c$  に対しても  $2\text{GeV}/c$  のときと比べて特に良い性能は得られなかった。この transition radiation の飽和領域は radiator を満たしている空気のプラズマ周波数によって決まっている。radiator を真空中あるいは他のガス中に置くことにより飽和領域も変化させられるが、TRISTAN で起こる反応の二次粒子の運動量を考えると、TRD は  $2\text{GeV}/c$  以上で十分な性能を発揮する。

## 謝辞

最後に この研究の機会を与えていただいた大阪大学理学部 長島研究室の教官の方々および VENUS TRD グループの皆さんに感謝いたします。特に、長島順清教授には、学向上の御指導、精神的なはげましを受けるにとどまらず足腰まで鍛えていただいた。杉本章二郎 助教授にも いろいろご心配をおかけした。鈴木洋一郎助手には 直接の御指導をいただき、物理以外にも得るところが多かった。幅淳二助手を反面教師として人前での話題の飛び方を学ばせていただいた。以上の方々と共に、VENUS TRD グループの渡瀬教授、作田誠 助手には この論文に直接かかわる 助言をいただきと共に、私の身勝手な許して下さって 大変感謝している。広島大学の栗原良将氏には TRD のデータ解析について教えていただいたし、林原泉氏、千葉助手はお忙しい中、サバシットに加わって下さった。山口慶剛氏とは 女性観を共有できたし、上月登喜男氏とは 一時 悩みを共有した。また、上林俊之氏、兼松伸幸氏、坂本静生氏は 高エネルギー実験学を全く知らなかった私に 親切に 1 から教えてくれて感謝している。山本浩之君、大島君は ソフトウェアの仕事を手伝ってくれ、金行健治君からは ソフトウェアの開発に関して いろいろ教えていただいた。今村哲也君は よき議論の合手になってくれたし、船越

君、福田君は、気分転換と指の運動を教えてください。  
深井香女史の作る明るい雰囲気は何より仕事を  
かどらせた。また、煩雑な事務の手続きを肩代わりして  
下さった秘書の方々にも心から感謝している。

私のこの研究は、以上の方々の協力、助言、はげ  
ま、御指導を以て寛大な配慮なしにはあり得な  
かったことを心から感じ入るとともに、今後も  
一層の御指導を願うものである。

# Appendix

## Transition Radiation の理論

### A. 一層の境界面の場合

媒質 1, 2 のプラズマ角振動数を  $\omega_{p1,2}$  ;  
TR光子の角振動数を  $\omega$  とすると、TR. によ  
て単位立体角、単位角振動数あたりに放出  
されるエネルギーは、

$$\frac{d^2 E_0}{d\omega d\Omega} = \frac{\alpha}{\pi^2} \frac{\theta}{\gamma^2 + \theta^2 + (\omega_{p1}/\omega)^2} \frac{\theta}{\gamma^2 + \theta^2 + (\omega_{p2}/\omega)^2} \quad (A-1)$$

ただし、 $\gamma$  は入射粒子のローレンツ因子であり、また  
 $1 \ll \gamma$ ;  $\theta \ll 1$ ;  $(\omega_{p1}/\omega)^2, (\omega_{p2}/\omega)^2 \ll 1$  を  
仮定した。以下、媒質 1 は密な物質、媒質 2 はガス  
または真空を想定し、 $\chi \equiv \omega_{p2}^2 / \omega_{p1}^2 \ll 1$  を仮定す  
る。輻射は  $\theta \sim 1/\gamma \ll 1$

に集中しており、角度は普通観測  
されない。  $d\Omega \approx 2\pi\theta d\theta$  と近似  
して角度積分を実行すると、

$$\frac{dE_0}{d\omega} = \frac{\alpha}{\pi} F(\chi, \gamma) \quad (A-2)$$

$$F(\chi, \gamma) = \frac{1+\gamma+2\chi^2}{1-\gamma} \log \frac{\chi^2+1}{\chi^2+\gamma} - 2 \quad (A-3)$$

ただし、 $\chi_{1,2} \equiv \omega / \gamma \omega_{p1,2}$  と定義する。(A-2) のい  
るまいについては fig 2-1 を見よ。

(A-2)は、値の小さい順に 次のような極限がある。

a)  $\delta \ll \omega/\omega_{p_1}$  ( $1 \ll \chi_1$ ) の場合

$$\frac{dE_0}{d\omega} = \frac{\alpha}{6\pi} \left( \frac{\omega_{p_1}}{\omega} \right)^4 \quad (A-4a)$$

b)  $\omega/\omega_{p_1} \ll \delta \ll \omega/\omega_{p_2}$  ( $\chi_1 \ll 1 \ll \chi_2$ ) の場合

$$\frac{dE_0}{d\omega} = \frac{2\alpha}{\pi} \left( \log \frac{\delta \omega_{p_1}}{\omega} - 1 \right) \quad (A-4b)$$

c)  $\omega/\omega_{p_2} \ll \delta$  ( $\chi_2 \ll 1$ ) の場合

$$\frac{dE_0}{d\omega} = \frac{2\alpha}{\pi} \left( \log \frac{\omega_{p_1}}{\omega_{p_2}} - 1 \right) \quad (A-4c)$$

充分な量の TR 光子を得るためには b) の条件は満たす必要があり、c) の場合のように TR が飽和する領域を考慮に入れて TRD をデザインしなくてはならない。

(A-2) から TR 光子の平均角振動数を求めると  $\gamma \ll 1$  のとき、

$$\bar{\omega} \approx \frac{3}{4\pi} \omega_{p_1} \gamma \quad (A-5)$$

また、radiator で発生した TR 光子のうち角振動数の低いものは検出される以前に吸収されてしまう。角振動数  $\omega_0$  以上の TR 光子が検出されるとすると、 $\chi_0 = \omega_0/\delta \omega_{p_1} \ll 1$ ,  $\gamma \ll 1$  とするとき、検出される光子の全エネルギー  $E_0(\omega > \omega_0)$  及び総数  $N_0(\omega > \omega_0)$  は、

$$E_0(\omega > \omega_0) = \int_{\omega_0}^{\infty} \frac{dE_0}{d\omega} d\omega$$

$$= \frac{2}{\pi} \gamma \omega_{p1} \left( \frac{2}{3} \tan^{-1} \frac{1}{\chi_0} - \chi_0 \left( \frac{2}{3} \chi_0^2 + 1 \right) \right)$$

$$\times \log \left( 1 + \frac{1}{\chi_0^2} \right) + \frac{2}{3} \chi_0 \quad (A-6)$$

$$N(\omega > \omega_0) = \int_{\omega_0}^{\infty} \frac{1}{\omega} \frac{dE_0}{d\omega} d\omega$$

$$= \frac{\alpha}{\pi} \left( 1 - (\chi_0^2 + 1) \log \left( 1 + \frac{1}{\chi_0^2} \right) - \frac{1}{2} f \left( 1 + \frac{1}{\chi_0^2} \right) \right)$$

また  $f(z) = - \int_{1}^z \frac{\log t}{t-1} dt \quad (A-7)$

(A-6), (A-7) のふるまいは fig. 2-2, 2-3 を見よ。

## B. 1層の媒質がある場合

ここでは 媒質2で満たされた空間に、粒子の通過方向に測った厚さが  $l_1$  の媒質1がある場合を考える。この場合には、媒質2から1への境界と、媒質1から2への境界で発生する輻射を、位相差と減衰を考慮して重ね合わせればよい。媒質1の吸収係数を  $\mu_1$  とすると、(A-1) の  $d^2E_0/d\omega d\Omega$  の代わりに、

$$\frac{d^2E_1}{d\omega d\Omega} = \frac{d^2E_0}{d\omega d\Omega} \times \left( 1 + e^{-\mu_1 l_1} - 2e^{-\mu_1 l_1/2} \cos \frac{l_1}{Z_{1,2}(\theta)} \right)$$

ここで、  $(B-1)$

$$Z_{1,2}(\theta) = \frac{2}{\omega} \left( \theta^2 + \gamma^2 + \frac{\omega_{p1,2}^2}{\omega^2} \right)^{-1/2} \quad (B-2)$$

$Z_{1,2}$  を formation zone, 且、  $l_1 < Z_{1,2}(\theta)$  のとき



光子の発生は強く抑えられる。これを formation zone 効果という。

$r=0$  の下で (B-1) の角度積分を実行すると、

$\tau = \omega p_1 l_1 / 2r$ ,  $x_1 = \omega / r \omega p_1$  を用いて

$$\frac{dE_1}{d\omega} = \frac{\alpha}{\pi} \left( (1 + e^{-\mu_1 l_1}) F(x_1, 0) + 2e^{-\mu_1 l_1 / 2} H(x_1, \tau) \right)$$

(B-3)

ここで  $F(x, r)$  は (A-3) で定義したもの。また、 $H(x, \tau)$  は次のように定義する。

$$\begin{aligned} H(x, \tau) = & -(2x^2 + 1) \left( Ci(\tau(x + \frac{1}{x})) - \cos(\tau x) Ci(\frac{\tau}{x}) \right. \\ & \left. + \sin(\frac{\tau}{x}) si(\tau x) \right) + 2\cos(\tau(x + \frac{1}{x})) \\ & + \tau(x + \frac{1}{x}) si(\tau(x + \frac{1}{x})) + \tau x \cos \frac{\tau}{x} si(\tau x) \\ & + \tau x \sin(\frac{\tau}{x}) Ci(\tau x) \end{aligned}$$

(B-4)

$\Gamma = 1/\tau$ ,  $\nu = x/\tau$  を用いて、 $G \equiv F + H$  のふるまいを fig. 2-4 に示した。これは媒質 1 での減衰を無視した場合 ( $\mu_1 l_1 \ll 1$ ) の (B-3) のふるまいをあらわす。また、 $l_1 \rightarrow \infty$  の極限では (B-1), (B-3) は  $dE_1/d\omega d\Omega \rightarrow dE_0/d\omega d\Omega$ ,  $dE_1/d\omega \rightarrow dE_0/d\omega$  となり、1層の境界面の場合に近づく。

1層の境界面の場合、(A-4b) のように、 $dE_0/d\omega$  は  $\omega < r\omega p_1$  のとき充分大きな値をとる。1層の媒質の場合には それに加えて formation zone 効果もあるので。

$$\omega < \min(r\omega_{p1}, l_1\omega_{p1}^2/2) \quad (B-5)$$

を満たす場合に  $dE_1/d\omega$  は充分大きな値をとる。

### C. 多層の媒質がある場合

厚さ  $l_1$  の媒質1が厚さ  $l_2$  の媒質2をはさんで周期的に  $N$  層ある場合を考える。この場合には、1層毎の輻射場を位相差と減衰を考慮して重ね合わせればよい。各媒質の吸収係数を  $\mu_1, \mu_2$  とし、 $\sigma = \mu_1 l_1 + \mu_2 l_2$  と定義する。また、各媒質に対して、位相のずれ

$$\phi_{1,2} = \frac{\omega l_{1,2}}{2} \left( \theta^2 + \frac{1}{\rho^2} + \frac{\omega_{p1,2}^2}{\omega^2} \right) \quad (C-1)$$

を定義すると、(B-1)の代わりに

$$\frac{d^2 E_N}{d\omega d\Omega} = \frac{d^2 E_1}{d\omega d\Omega} I^{(N)}(\sigma, \phi_1 + \phi_2) \quad (C-2)$$

とかける。ただし、

$$I^{(N)}(\sigma, \phi_1 + \phi_2) = \left| \sum_{n=1}^N \exp(-in(\phi_1 + \phi_2) - \frac{n}{2}\sigma) \right|^2 = \frac{1 + e^{-N\sigma} - 2e^{-N\sigma/2} \cos N(\phi_1 + \phi_2)}{1 + e^{-\sigma} - 2e^{-\sigma/2} \cos(\phi_1 + \phi_2)}$$

である。 (C-3)

(C-3)において、 $l_2$  が小さく  $\phi_2 \ll \phi_1$  かつ  $\mu_2 l_2 \ll \mu_1 l_1$  の極限では、(C-2)は(B-1)において  $l_1$  を  $Nl_1$  でおきかえたものになり、厚さ  $Nl_1$  の1層の媒質とみなせる。また、 $l_1$  も  $l_2$  も充分小さく、 $\phi_1 < 1$ ,  $\phi_2 < 1$ ,  $\mu_1 l_1 < 1$ ,  $\mu_2 l_2 < 1$  をみたす

場合には、(C-2)は厚さ  $N(l_1+l_2)$ 、プラズマ振動数  $\sqrt{(l_1\omega_{p1}^2+l_2\omega_{p2}^2)/(l_1+l_2)}$  の1層の場合と等価になる。

$N$ 層からの輻射は干渉によって  $\phi_1+\phi_2=2\pi k$  ( $k$ は整数) となる角度  $\theta_k$  で鋭く強めあう。

特に  $1 \ll N$ ,  $\sigma \ll 1$  のときには (C-3)は

$$I^{(N)}(\sigma, \phi_1+\phi_2) \simeq 2\pi N_{\text{eff}} \sum_k \delta(\phi_1+\phi_2-2\pi k)$$

(C-4)

ただし、

$$N_{\text{eff}} = \frac{1-e^{-N\sigma}}{1-e^{-\sigma}}$$

(C-5)

と近似できる。 $N_{\text{eff}}$ は  $N\sigma \rightarrow 0$  の極限で層の数  $N$ に近づくパラメータで、(C-3)のうち層の数の寄与は  $N_{\text{eff}}$ に、干渉の寄与はデルタ関数に集約されている。この近似を使って (C-2)の角度積分を実行すると

$$\frac{dE_N}{d\omega} = 4\pi^2 N_{\text{eff}} \sum_{k: \text{整数}} \frac{dE_1}{d\omega}(\theta_k)$$

(C-6)

ただし、

$$\theta_k^2 = \frac{4\pi k - \omega l_1(\gamma^2 + \omega_{p1}^2/\omega^2) - \omega l_2(\gamma^2 + \omega_{p2}^2/\omega^2)}{\omega(l_1+l_2)}$$

(C-7)

である。

ファイバーを使った radiator のように不規則な厚さの媒質が不規則な間隔で並んでいる場合には  $N$ 層の干渉は考えず、1層の場合の (B-3) を  $N_{\text{eff}}$  すればよい。

References

1. V.L.Ginzburg and I.M.Frank, Z.Eksper, Theo.Fiz. 16(1946)15

2. J.E.Bateman, The application of X-ray transition radiation to charged particle in 300 GeV/c region, N.I.M. 103(1972)565

3. Luke. C.L.Yuan et al., Formation-zone effect in transition radiation due to ultrarelativistic particles, Phys.Rev.Lett. 25(1970)1513

4. J.Cobb, C.W.Fabjan et al., Transition radiation for electron identification at the CERN ISR, N.I.M. 140(1977)413

5. C.W.Fabjan and W.Struczinski, Coherent emission of transition radiation in periodic radiators, Phys.Rev.Lett. 57B(1975)483

6. J.Fischer, S.Iwata et al., Lithium transition radiation and Xenon detector system for particle identification at high energies, N.I.M. 127(1975)525

7. L.Cherry et al., Transition radiation from relativistic electrons in periodic radiators, Phys.Rev. D10(1974)525



figures	
fig.1-1a	t → b, b → c, c → s というカスケード・デケイの際に出る電子の運動量の分布
b	t → s と直接崩壊する際の電子の運動量
fig.1-2	VENUS パレル・カロリメーターの $\pi/e$ rejection factor
fig.1-3	VENUS断面図
fig.2-1	1層の境界面による transition radiation のエネルギー分布
fig.2-2	$\omega_0$ よりも高いエネルギーをもつ 1層の境界面による transition radiation光子の総エネルギー
fig.2-3	$\omega_0$ よりも高いエネルギーを持つ 1層の境界面による transition radiation光子の総数
fig.2-4	(式2-8) にあらわれた関数 $G(\nu, \Gamma)$ 1層の媒質による干渉効果をあらわす
fig.2-5	多層の媒質の場合にあらわれるパラメタ $N_{eff}$ a X線の吸収率による変化 b radiator全体の密度を保ってファイバー直径を変えた場合の変化
fig.2-6	物質が光子を吸収する機構と吸収係数の 光子のエネルギーに対する変化

fig.2-7	いくつかのradiatorの素材の性質の比較
fig.3-1	テスト・チェンバーの外観
fig.4-1	ビームテストのためのセット・アップ
fig.5-1	ビーム・ドリフト・チェンバーによるトラッキングの残差の分布
fig.5-2	鉛ガラス・カロリメーターのパルスハイト分布 入射ビームの運動量は、a. $1\text{ GeV}/c$ , b. $2\text{ GeV}/c$ , c. $3\text{ GeV}/c$ である
fig.5-3	MWDC上の粒子の通過点の分布
fig.5-4	粒子の通過点に対するMWDCのゲインの依存性
fig.5-5	$2\text{ GeV}/c$ の $\pi$ 中間子と電子の電離損失のスペクトル
fig.5-6	$2\text{ GeV}/c$ の $\pi$ 中間子と電子の transition radiation を含めたエネルギー損失のスペクトル
fig.5-7	fig.5-6 に含まれるイベントについて、truncated mean をとった後のスペクトル
fig.5-8	fig.5-6 に含まれるイベントについて、likelihood method により計算した 入射粒子が電子である確率の分布
fig.5-9	スペクトルの幅の 粒子の通過位置に対する依存性
fig.5-10	$\pi$ 中間子の contamination の 粒子の通過位置に対する依存性
fig.5-11	MWDCの等電位面。シャシ、ポテンシャルワイヤは接地、センス・ワイヤには $+2.05\text{ KV}$ を印加した

fig.5-12	磁場によるゲインの変化
fig.5-13	磁場によるMWDCの力線の変化
fig.5-14	MWDC内の酸素濃度の時間変化。図中の曲線は
	$c = c_0 + A \exp(-Bt)$
	$c_0 = 11.75 \text{ ppm}, A = 23860 \text{ ppm}, B = 0.707 \text{ min}^{-1}$
fig.5-15	MWDCのゲインの酸素濃度依存性
fig.5-16	ゲインの酸素濃度依存性を 粒子の通過位置別にみたもの
fig.5-17	MWDCのゲインの酸素濃度による変化を 粒子の通過位置別に低濃度時のゲインで規格化したもの
fig.5-18 a	酸素中での電子の吸着係数の 電子のエネルギーによる変化
	b 空気中での電子の吸着係数の 換算電場による変化
fig.5-19	光子を伴った電子と $\pi$ 中間子のエネルギー損失スペクトル
	運動量は a. $1 \text{ GeV}/c$ , b. $2 \text{ GeV}/c$ , c. $3 \text{ GeV}/c$
fig.5-20	電子と $\pi$ 中間子の電離損失 及び 光子を伴った電子のエネルギー損失の 運動量による変化
fig.5-21	電子の収率90%のときの $\pi$ 中間子のcontaminationの運動量による変化
fig.5-22	密度と隔壁を同一にしたときの各種radiatorを通過した後の電子のエネルギー損失スペクトル
fig.5-23	fig.5-22 に対応した各種radiatorを使ったときの $\pi$ 中間子のcontamination
fig.5-24	隔壁の種類とファイバーの太さを一定に保ち radiator全体の密度を変化させたときの電子のエネルギー損失スペクトル





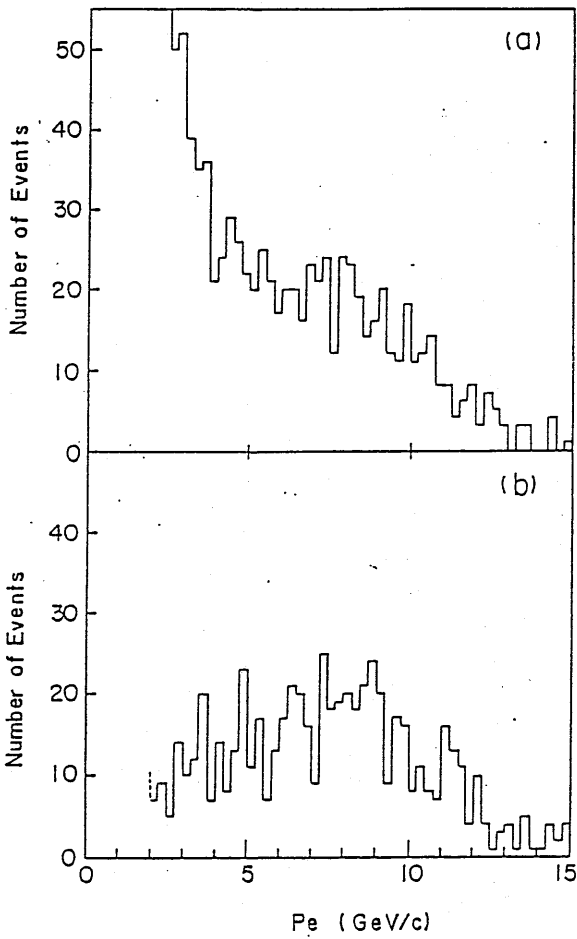


fig. 1-1

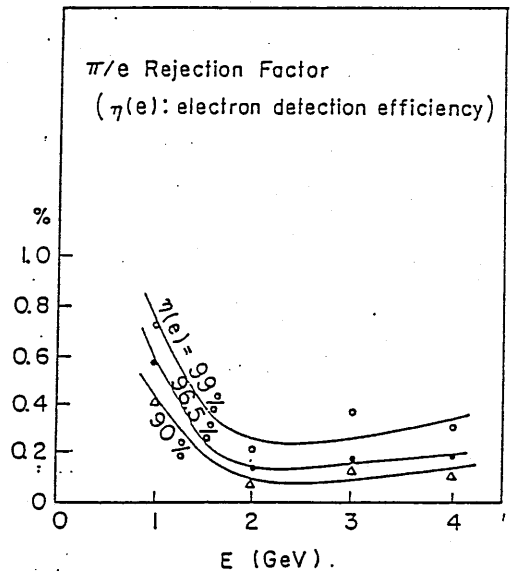


fig. 1-2

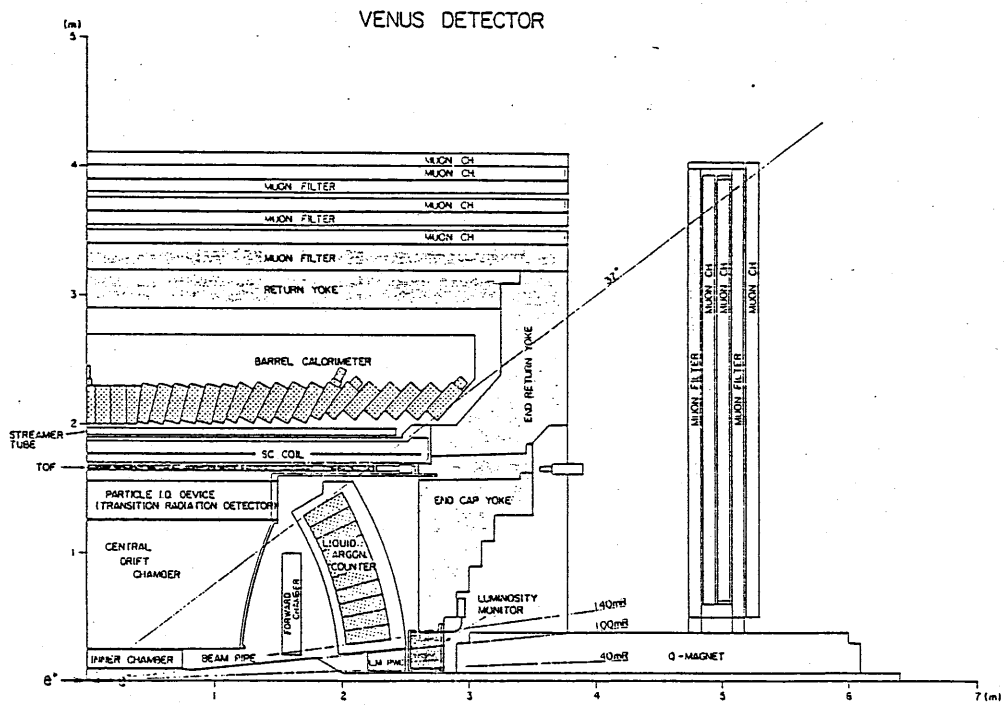


fig. 1-3

### Energy Distribution of TR-Photon

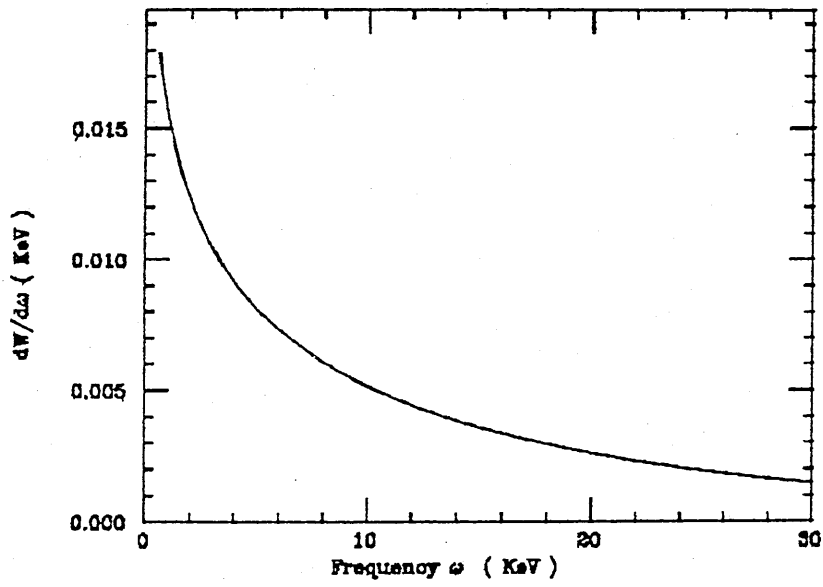


Fig. 2-1

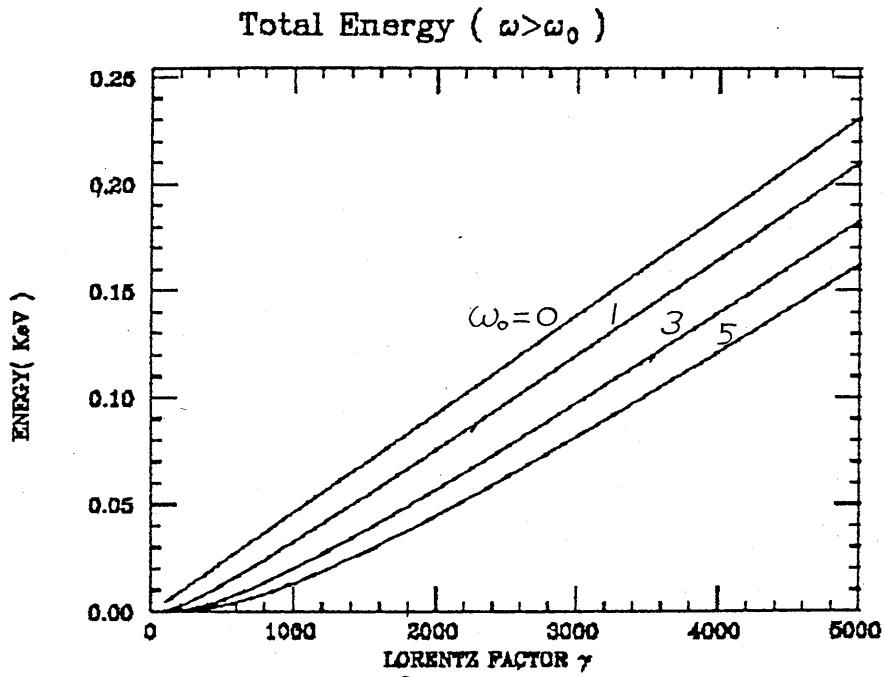
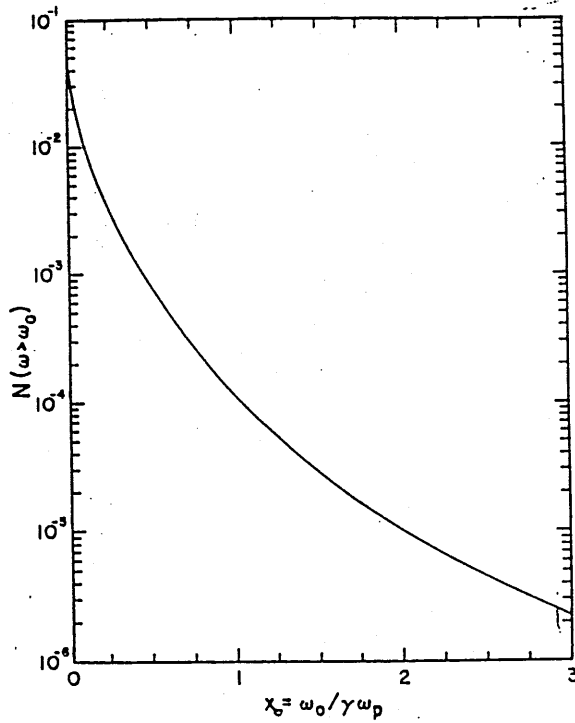


fig. 2-2



The number of photons radiated at frequencies  $\omega > \omega_0$  by a single particle traversing a thick dielectric slab as a function of  $x_0 = \omega_0 / \gamma \omega_p$ .

fig. 2-3

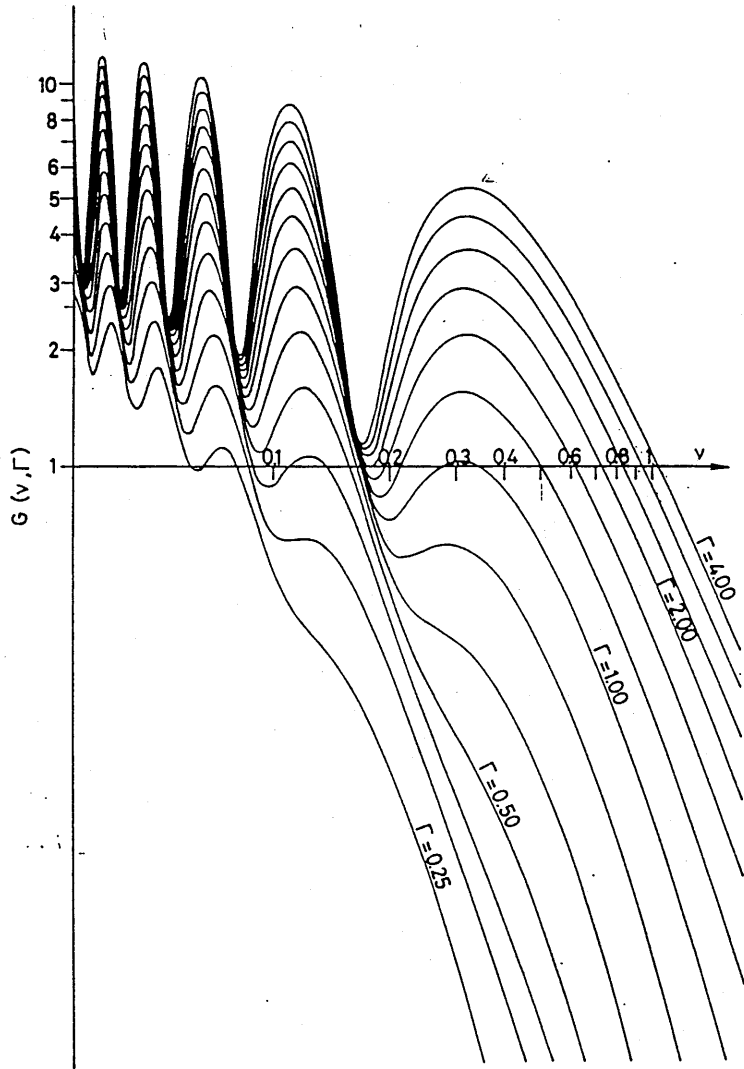


FIG. 5. The universal function  $G(v, \Gamma)$  which gives the single-foil yield. Logarithmic scales. The  $\Gamma$ 's are in a geometrical progression of ratio  $2^{1/3}$ .

fig. 2-4

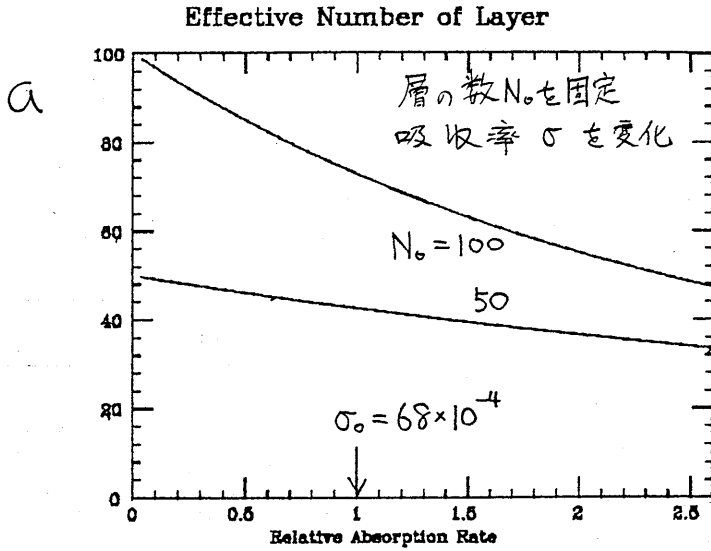
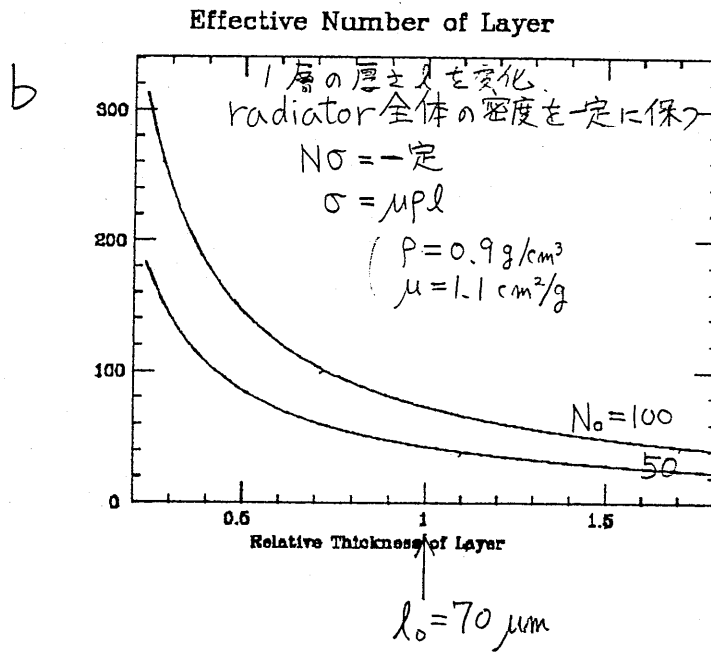
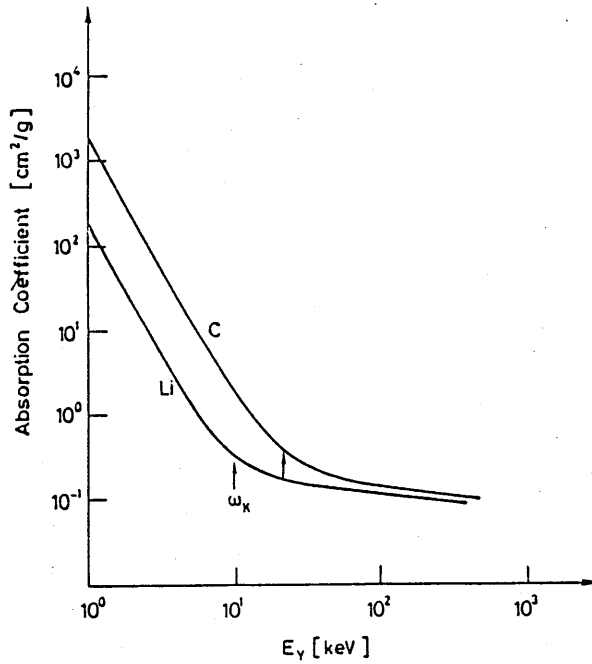


fig. 2-5





Absorption cross-section for X-rays as a function of energy for two different materials.

fig. 2-6

Relevant properties of possible radiator materials.

Material	Density, $\rho$ (g/cm <sup>3</sup> )	$\omega_p$ (eV)	$\omega_K$ (keV)	Natural threshold $\gamma_1$
H <sub>2</sub>	0.07	7.86	2.8	1070
LiH	0.82	19.1	8.9	1400
Be	1.85	26.9	13.6	1520
Li	0.53	14.2	9.7	2050
B	2.37	31.1	17	1640
C (diamond)	3.52	39.4	21	1600
C (graphite fibres)	2.25	31.5	21	2000
B <sub>4</sub> C	2.52	32.3	19	1760
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3.97	41.0	45	3300
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> for photons below K-edge at: 1.5				110
CH <sub>2</sub>	0.9	18.6	19.3	2900

fig. 2-7



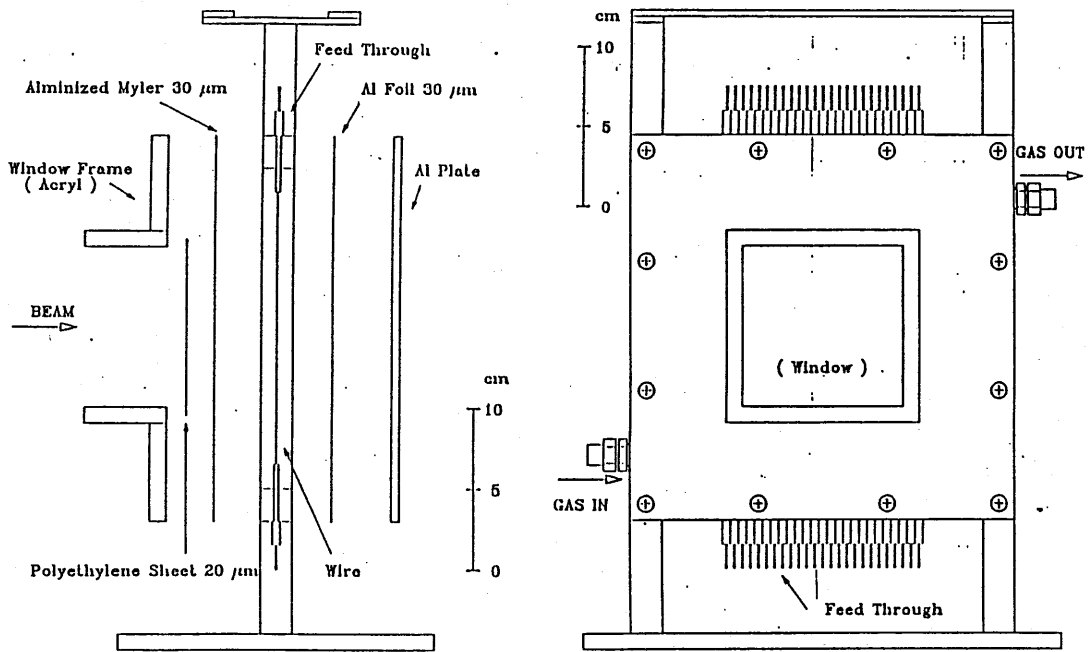
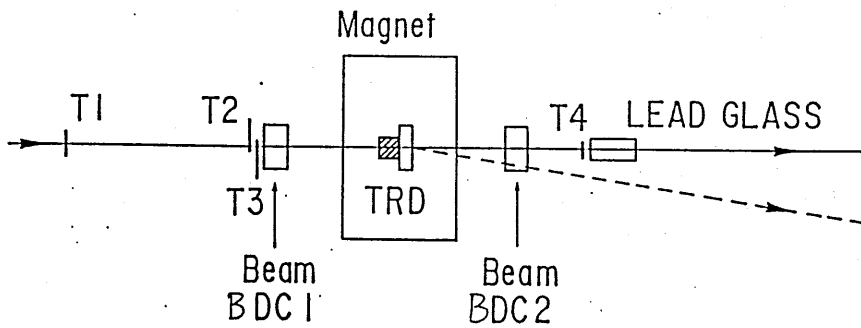


fig. 3-1



Beam Test Set Up

fig. 4-1

### Residual Value of Tracking

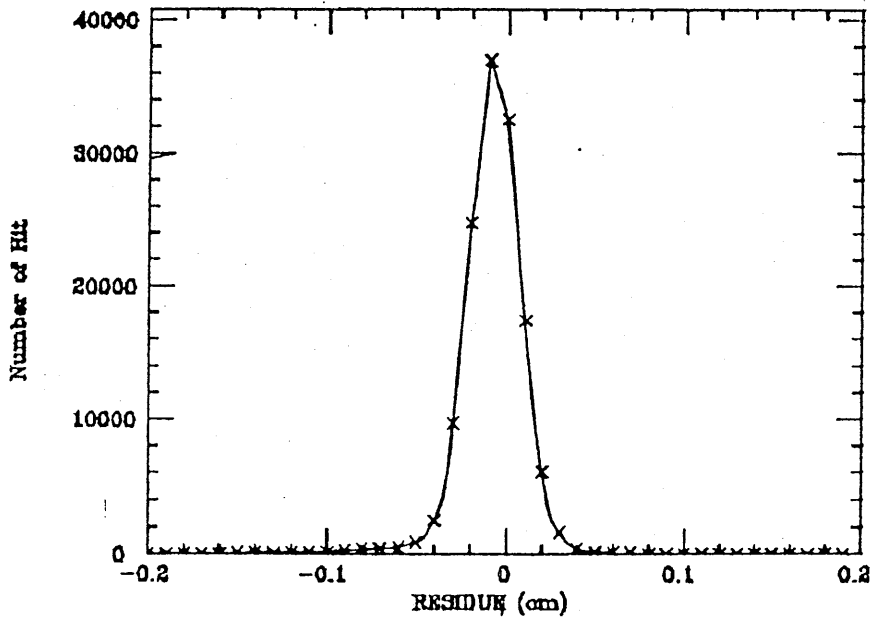
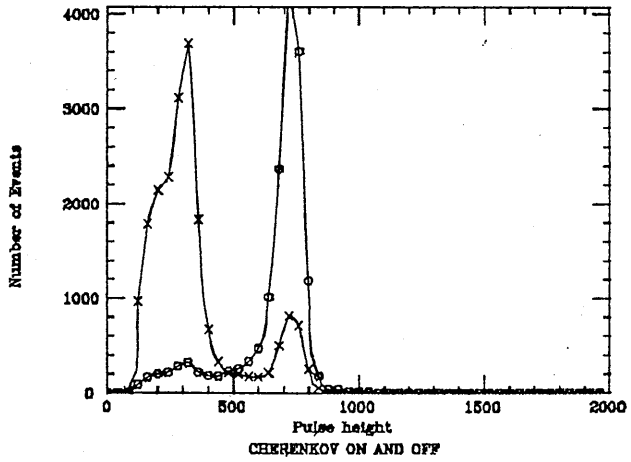
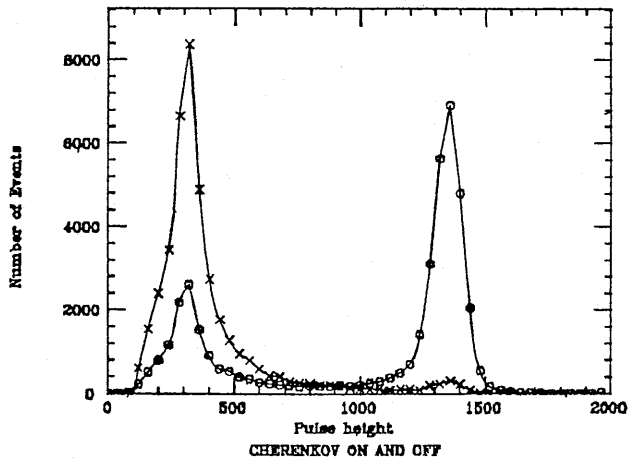


fig. 5-1

Pulse Height of Lead Glass at 1GeV/c



Pulse Height of Lead Glass at 2GeV/c



Pulse Height of Lead Glass at 3GeV/c

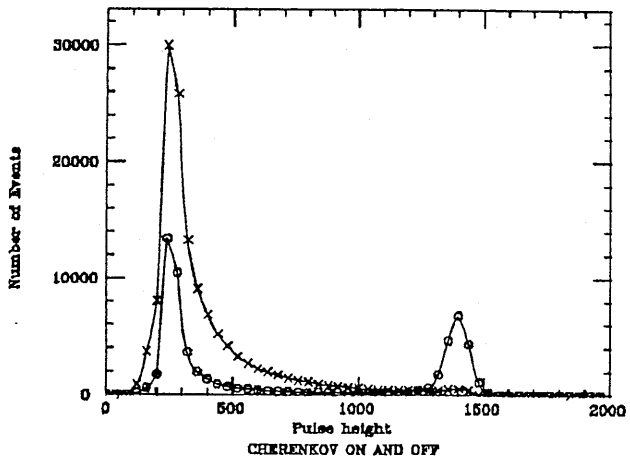


fig. 5-2

○ チェレンコフ on

× チェレンコフ off

### Beam Profile

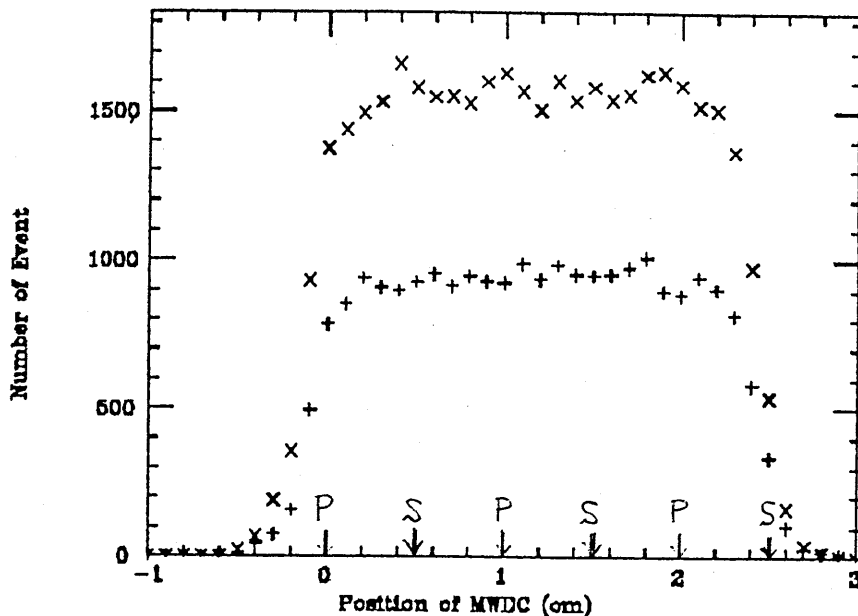


fig. 5-3

P: potential wire  
S: sense wire

### Hit Position Dependence of Gain

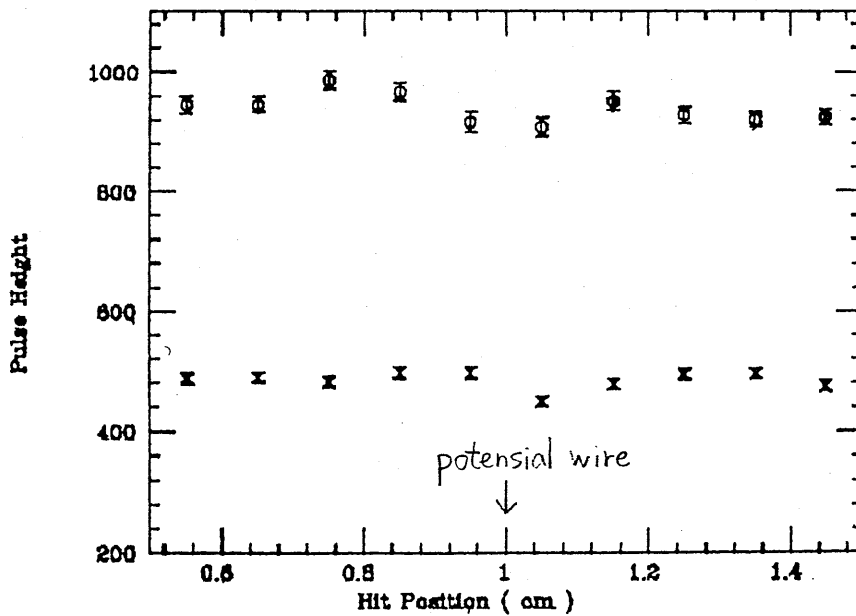


fig. 5-4

fig. 5-5

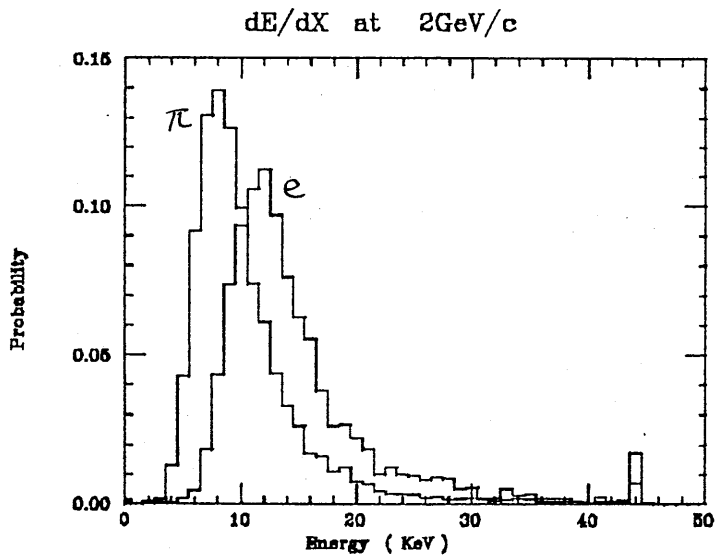


fig. 5-6

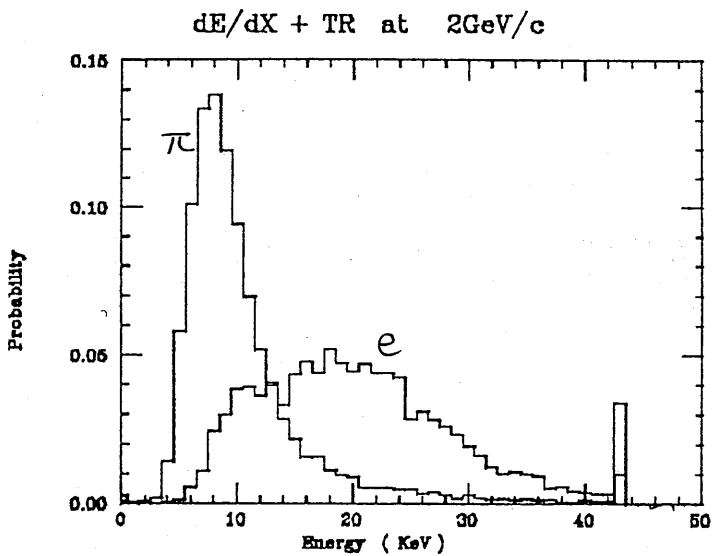
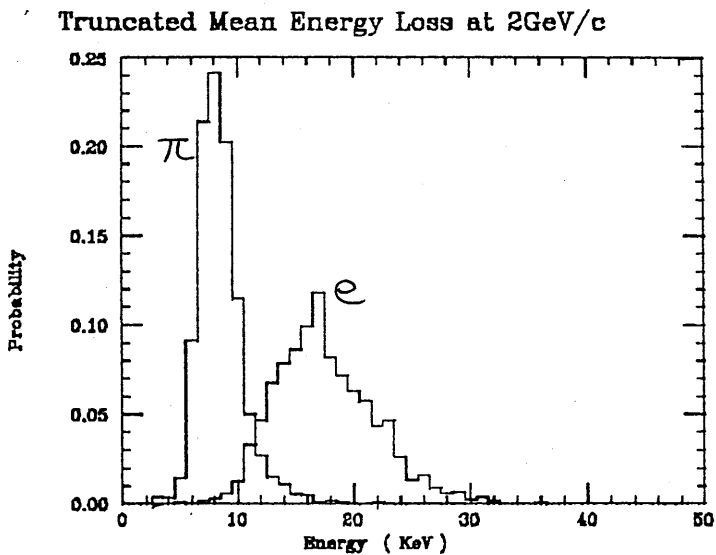


fig. 5-7



### Probability of 2GeV/c PION

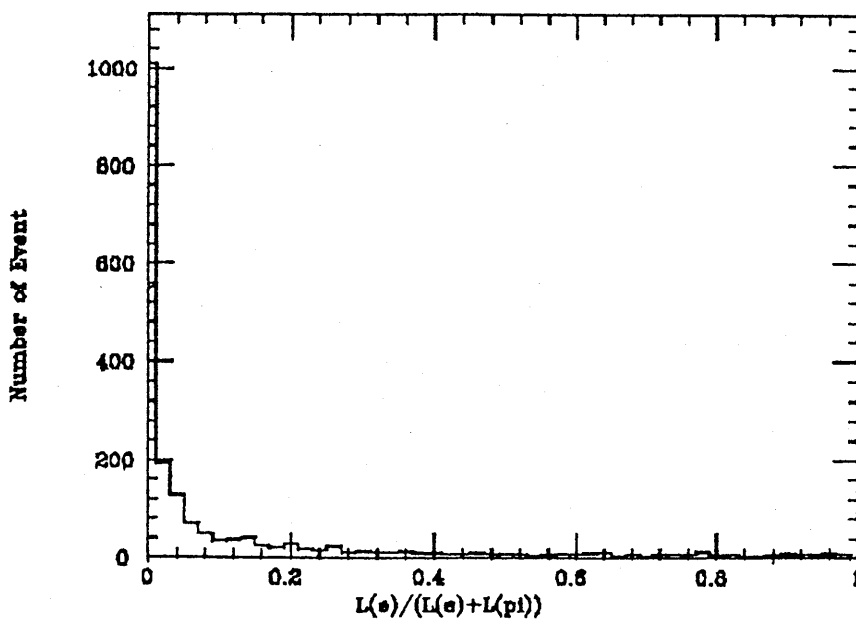


fig. 5-8 a

### Probability of 2GeV/c ELECTRON

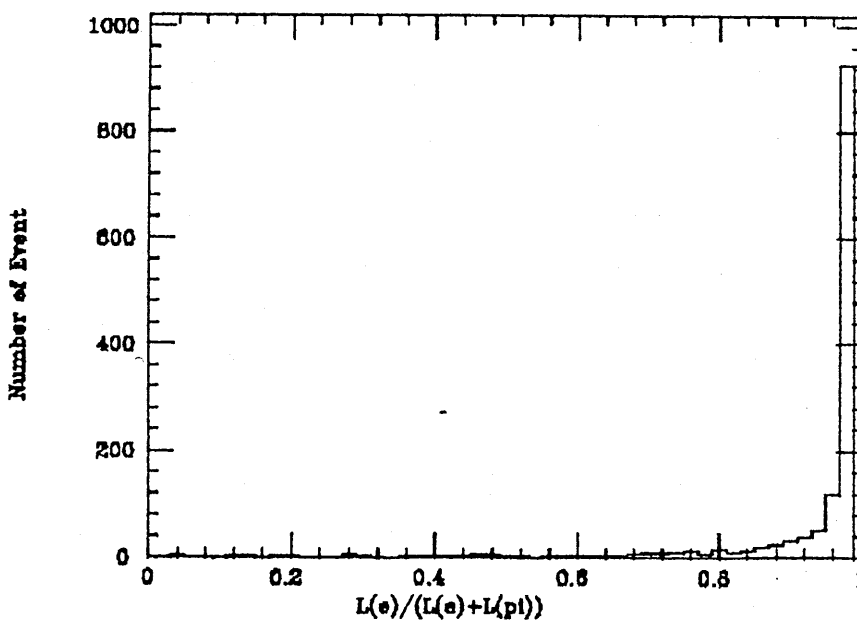


fig. 5-8 b

### Hit Position Dependence of Gain

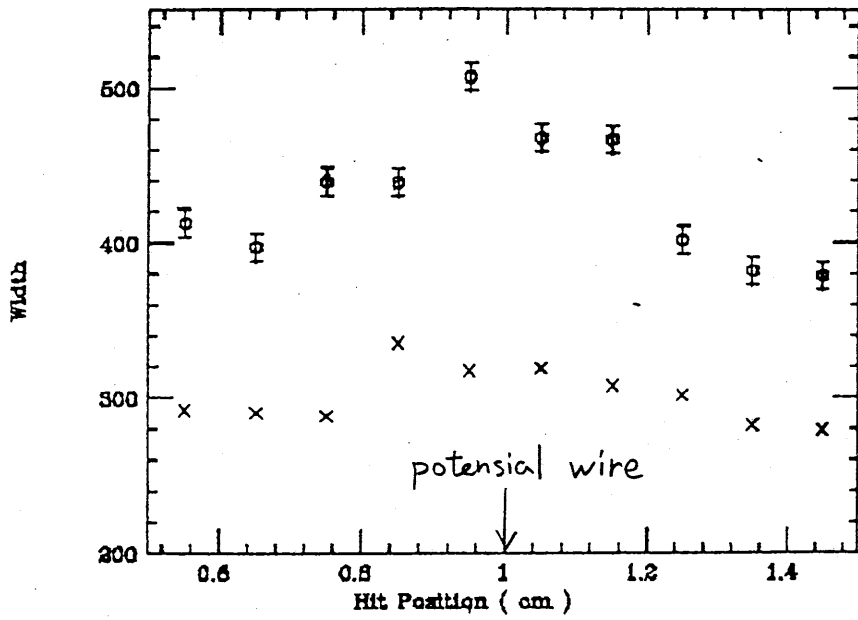


fig. 5-9

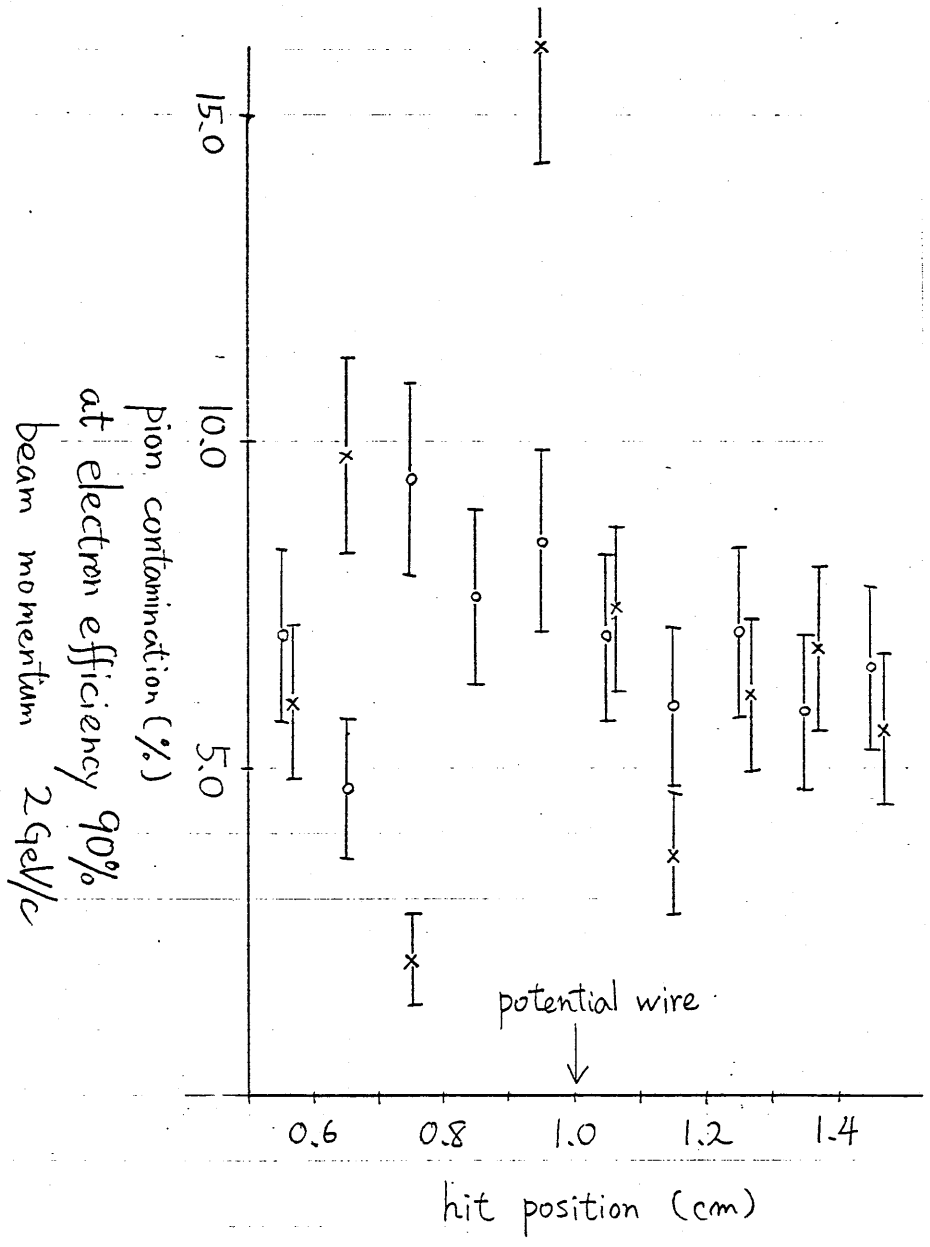
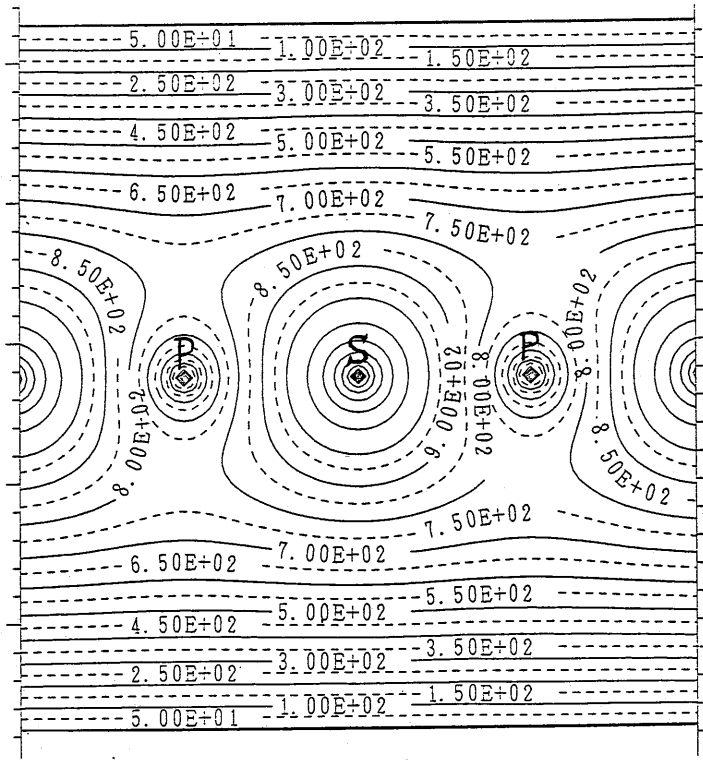
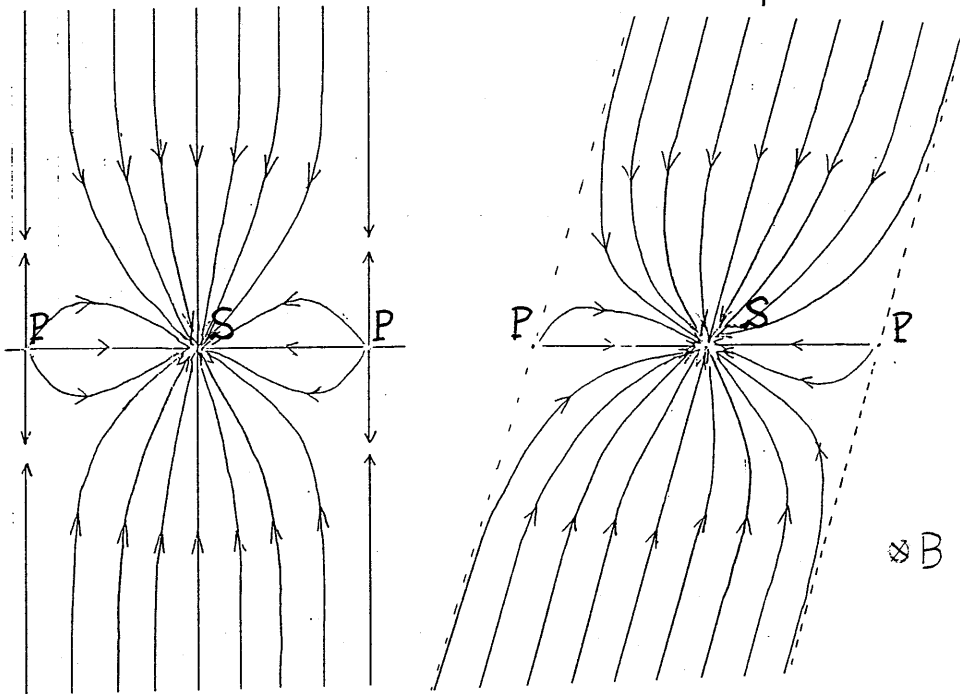


fig. 5-10





図中の数は電圧(V) fig. 5-11 図中 S: sense wire  
P: potential wire



磁場なし

fig. 5-12 磁場あり

磁場なし

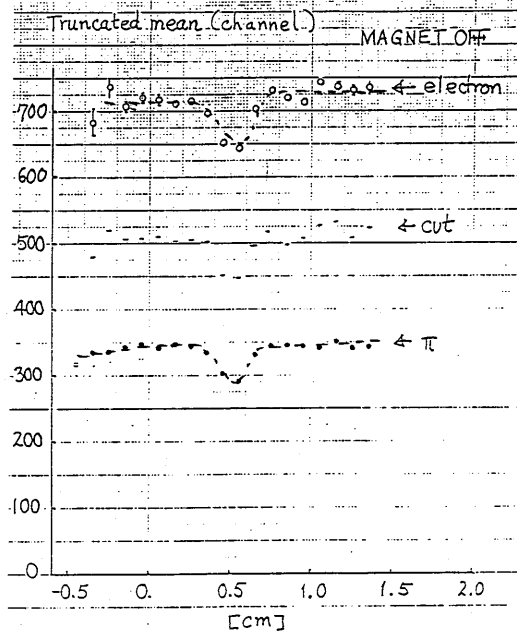
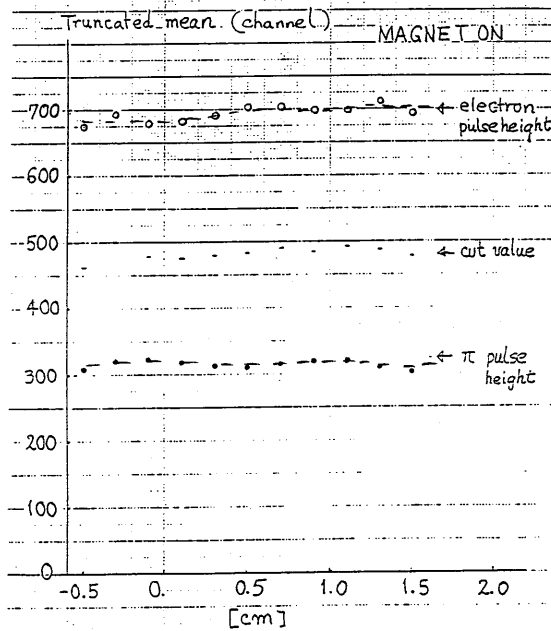


fig. 5-13



磁場あり



Concentration vs Time

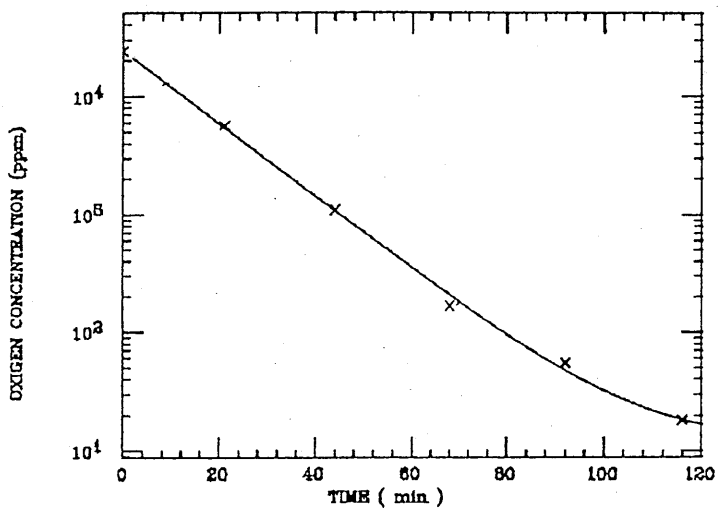


fig: 5-14

fig. 5-15

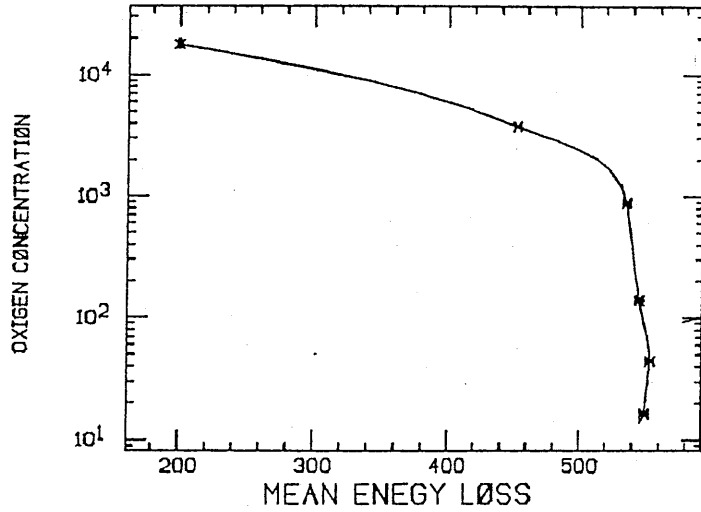


fig. 5-16

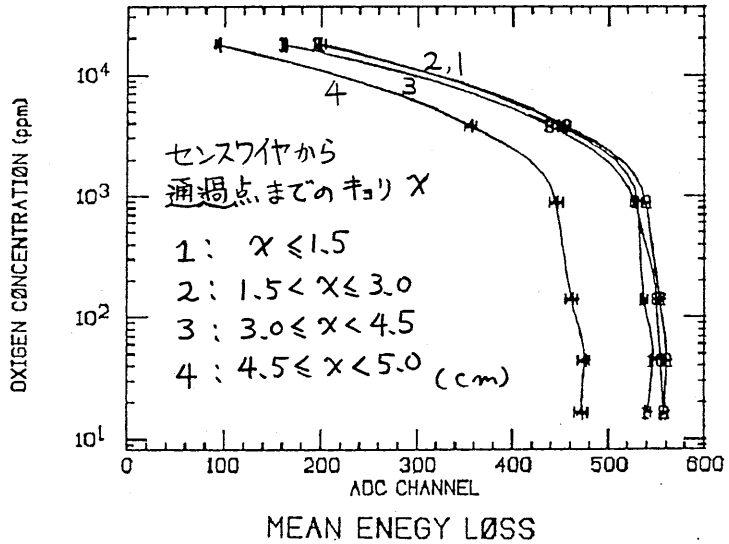
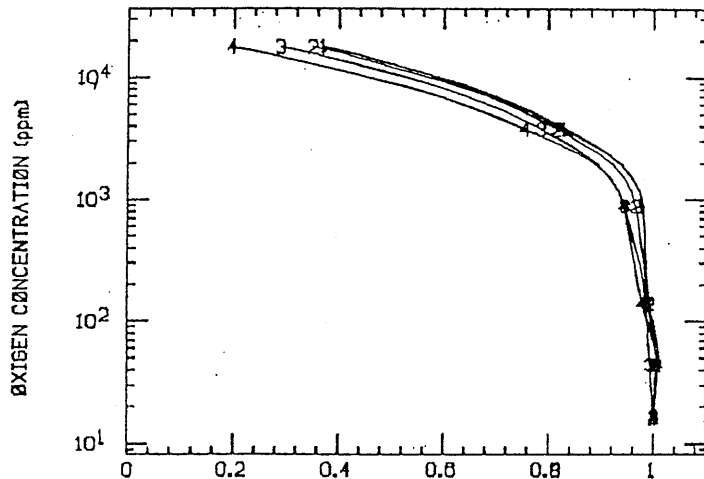
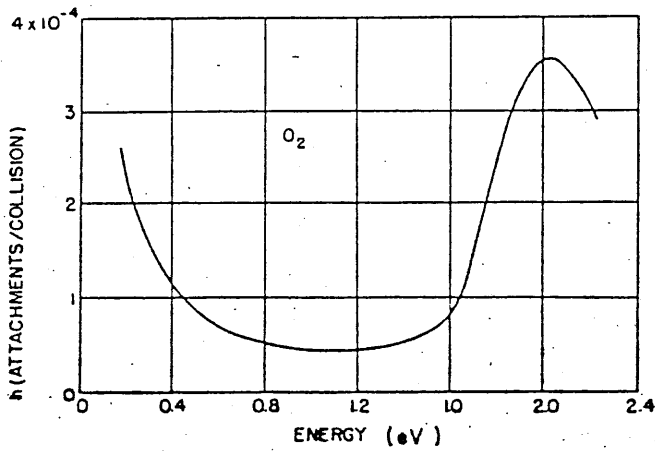


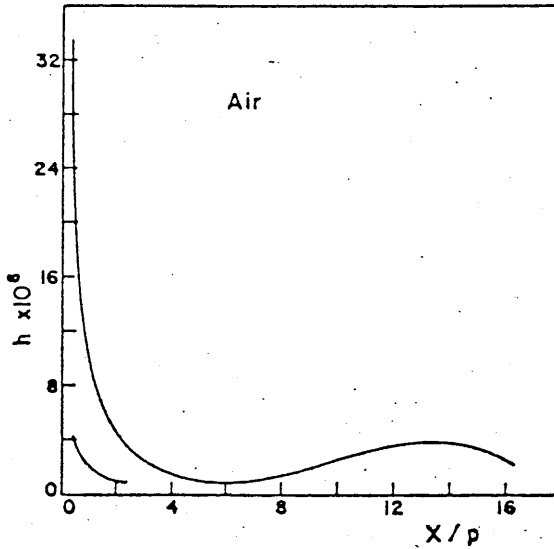
fig. 5-17





Attachment coefficient for electrons in oxygen, as a function of electron energy<sup>21</sup>).

fig. 5-18 a



Attachment coefficient for electrons in air as a function of the reduced electric field<sup>22</sup>).

fig. 5-18 b

fig. 5-19 a

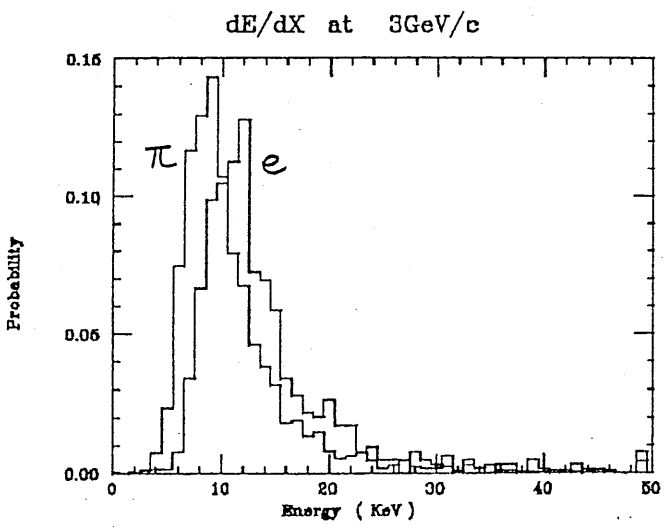
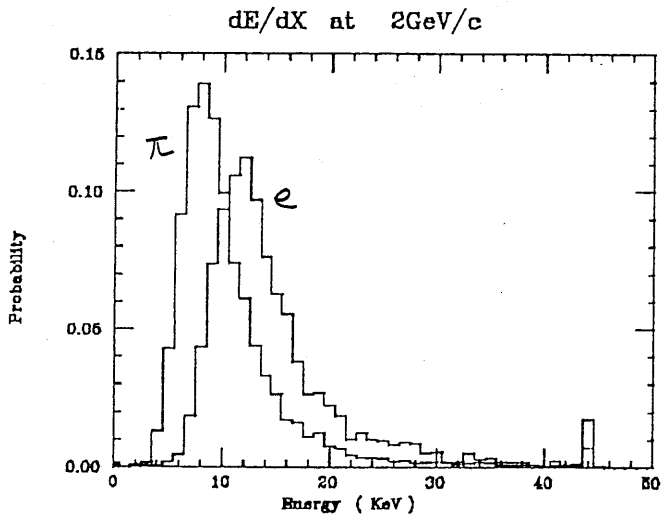
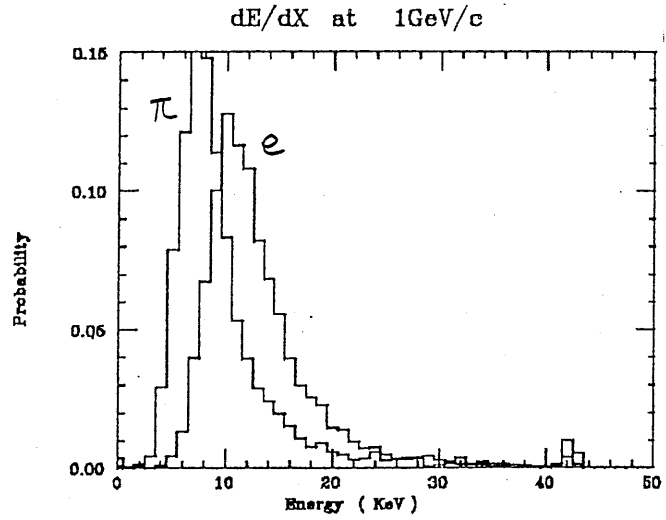
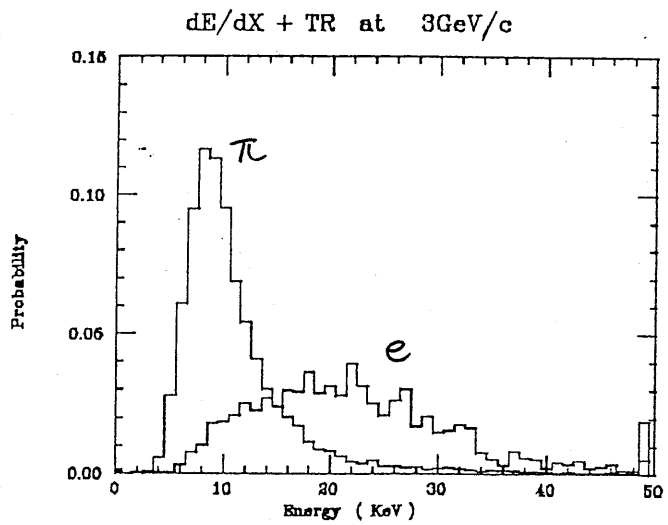
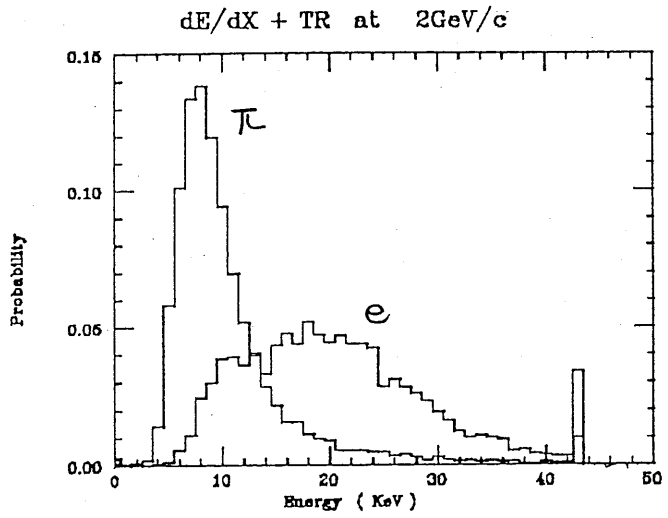
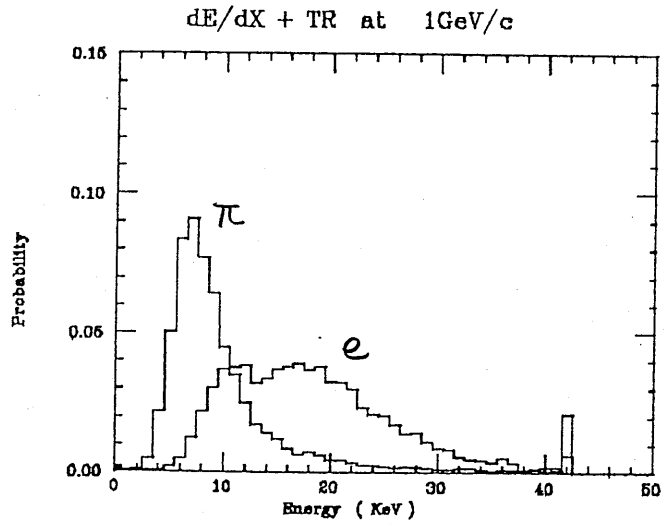
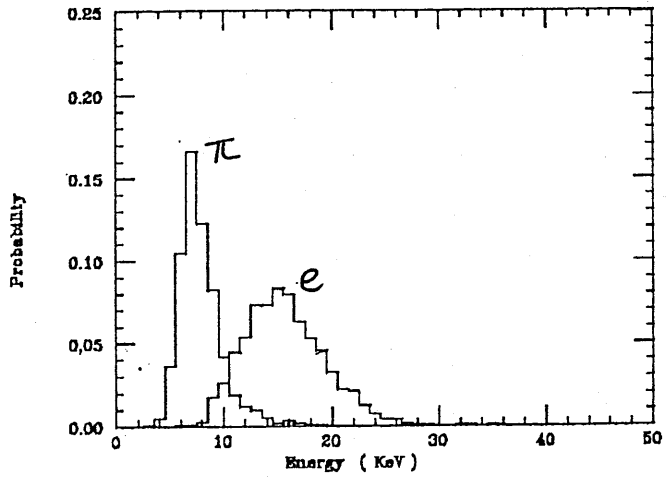


fig. 5-19 b



Truncated Mean Energy Loss at 1GeV/c



Truncated Mean Energy Loss at 2GeV/c

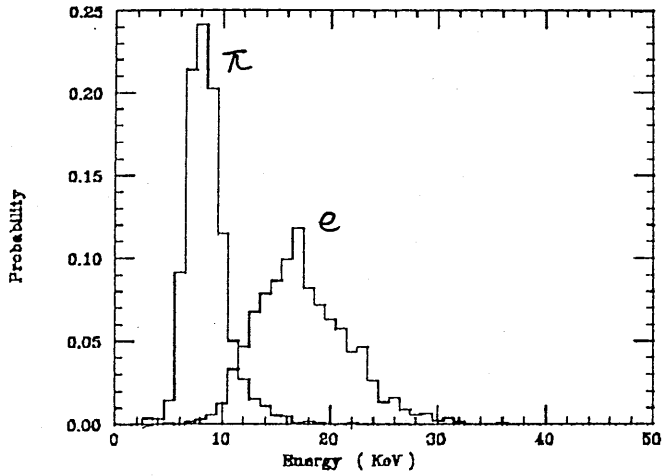
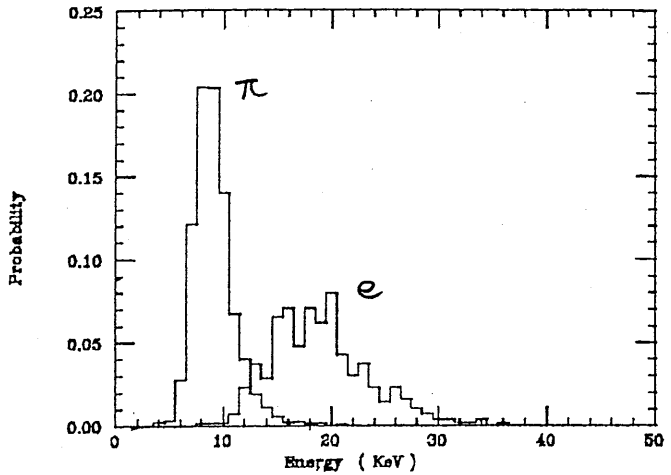


fig. 5-19c

Truncated Mean Energy Loss at 3GeV/c





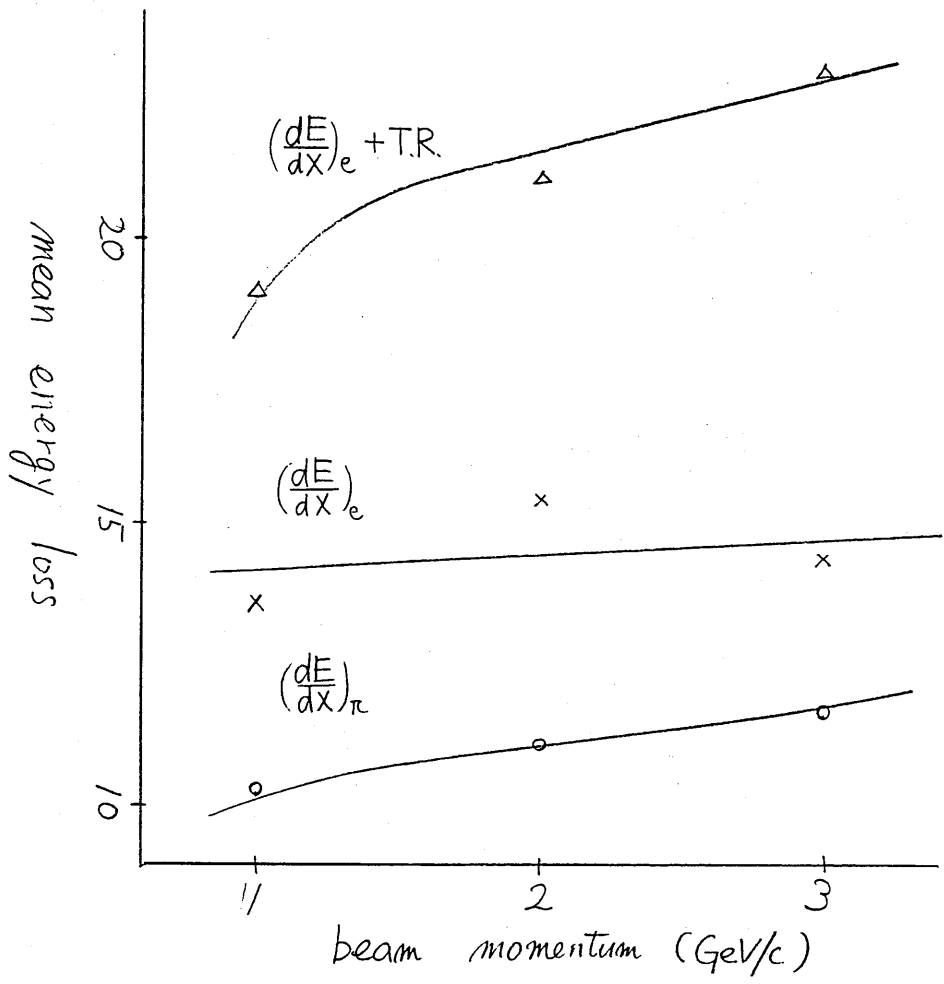


fig. 5-20

pion contamination (%)  
at electron efficiency 90%

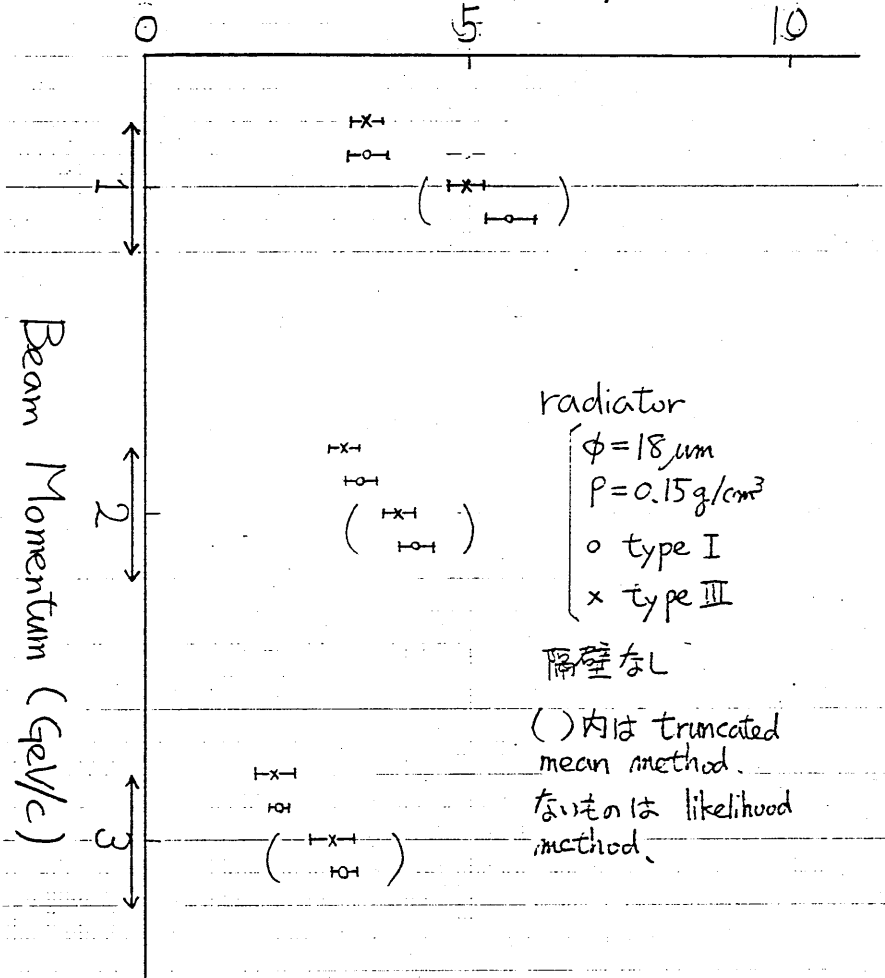
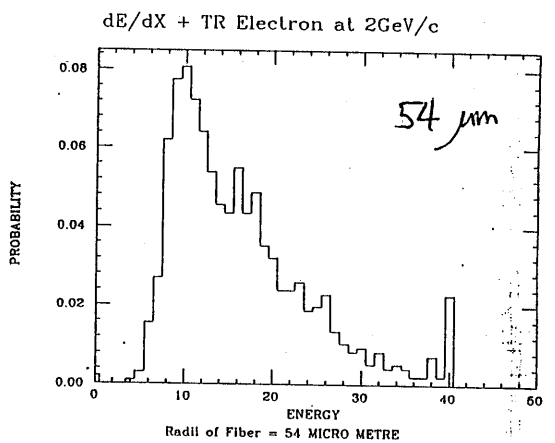
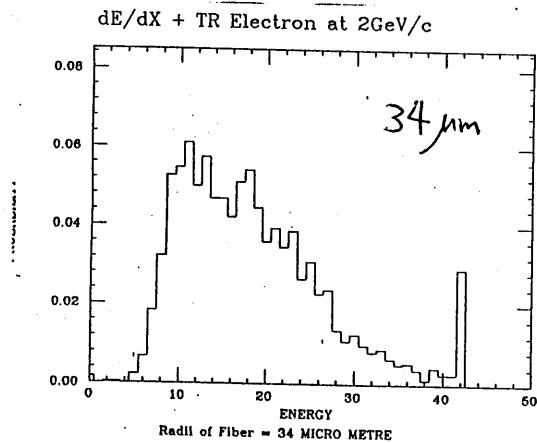
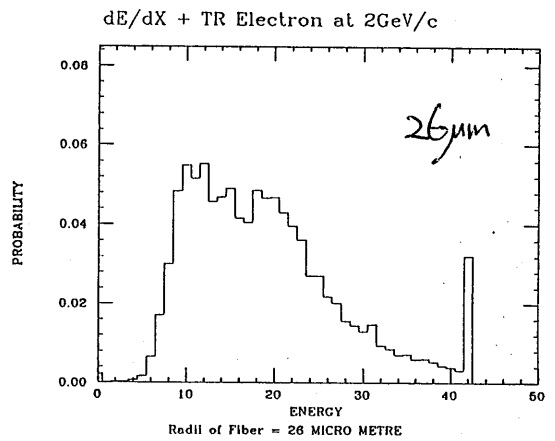
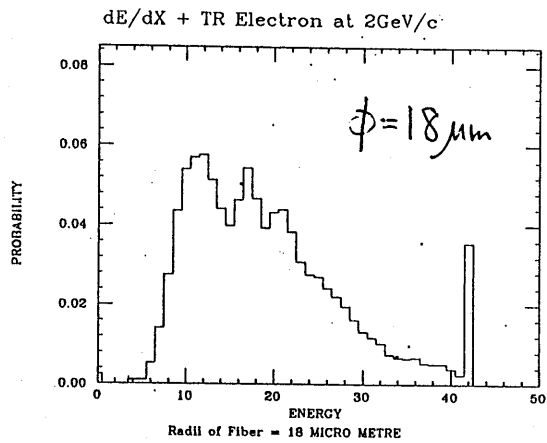


fig. 5-21

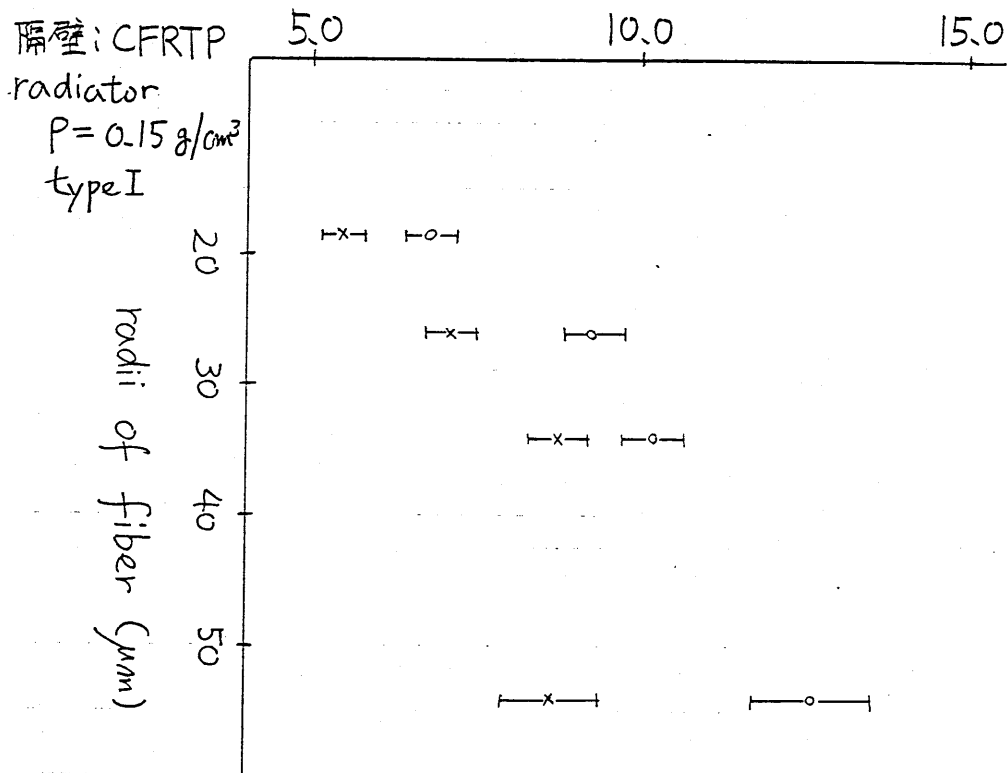


全z type I, 隔壁CFRTP

$$\rho = 0.15 \text{ g/cm}^3$$

fig. 5-22

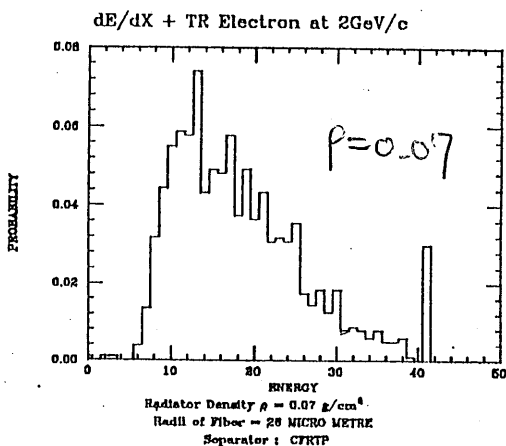
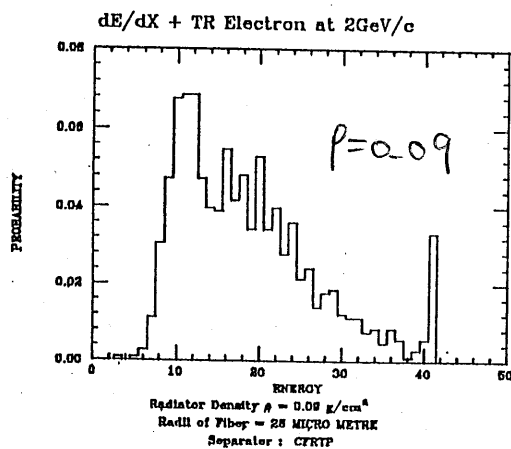
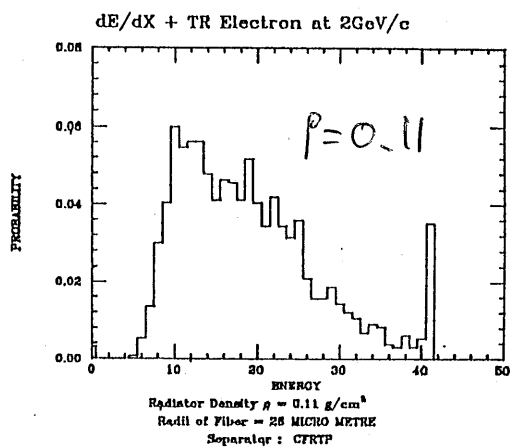
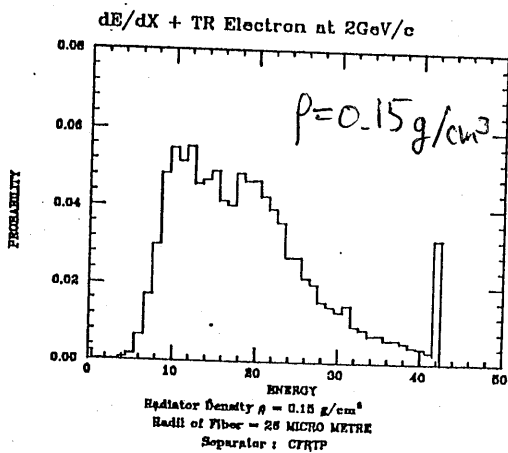
pion contamination (%)  
at electron efficiency 90%



beam momentum  $2 \text{ GeV}/c$

o truncated mean method  
x likelihood method

fig. 5-23



全 7 radiator type I

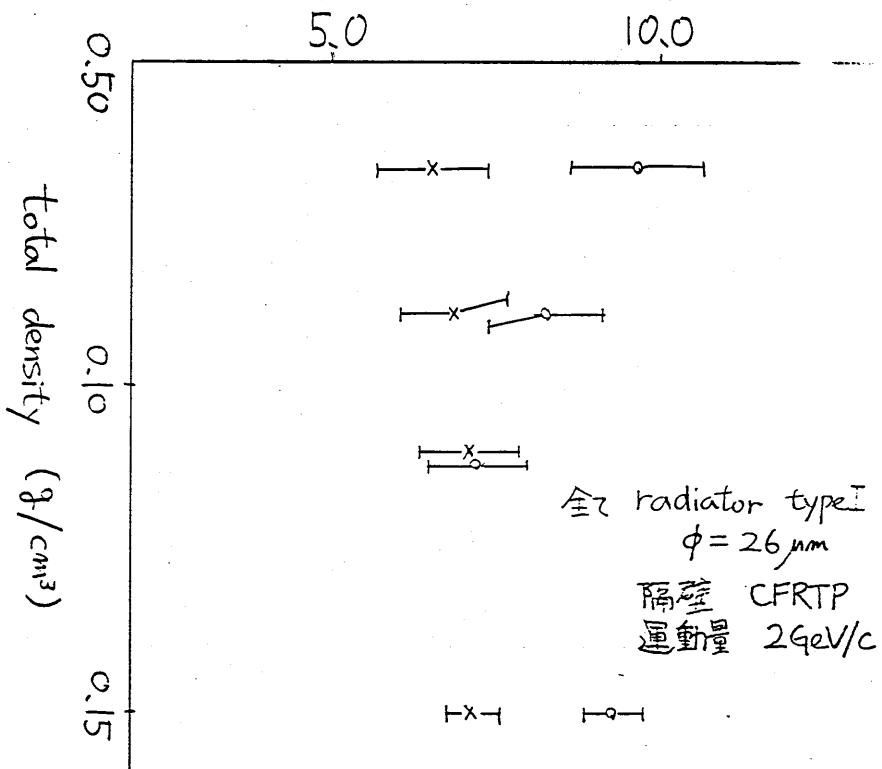
$\phi = 26 \mu\text{m}$

隔壁 CFRTP

運動量 2GeV/c

fig. 5-24

pion contamination (%)  
at electron efficiency 90%



o truncated mean method  
x likelihood method

fig. 5-25

pion contamination (%)  
at electron efficiency 90%

5.0

10.0

radiator

$\phi = 18 \mu\text{m}$

$\rho = 0.15 \text{ g/cm}^3$

隔壁

なし

x o

type I

なし

x o

II

CFRTP

x o

I

CFRTP

x o

II

CFRP

x o

III

CFRP

x o

II

radiator

$\phi = 18 \mu\text{m}$

$\rho = 0.12 \text{ g/cm}^3$

隔壁

なし

x o

type II

CFRTP

x o

III

CFRP

x o

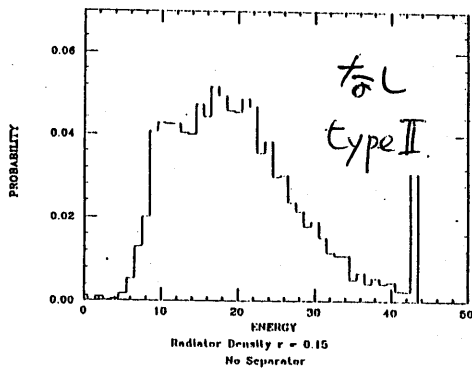
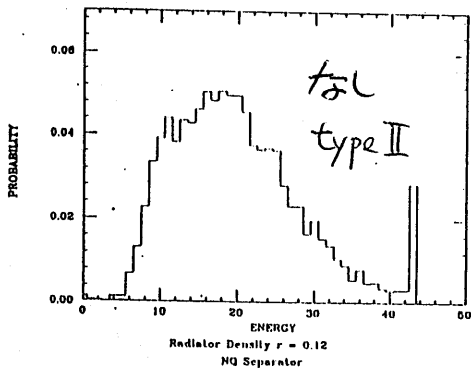
III

( o truncated mean method  
x likelihood method

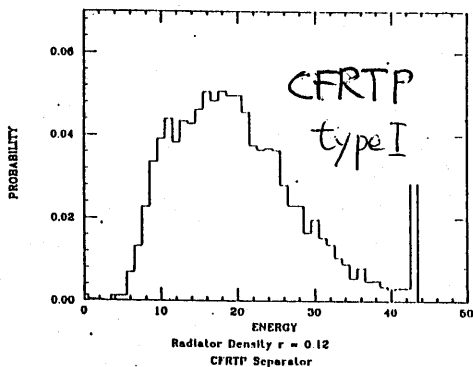
beam momentum 2 GeV/c

fig. 5-26

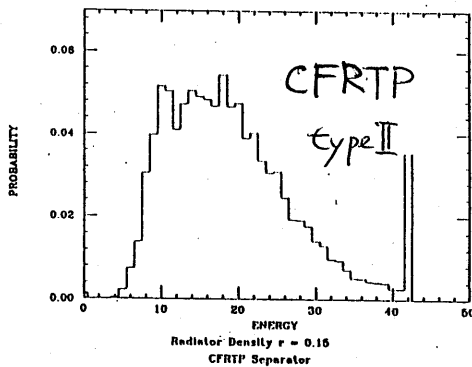
dE/dX + TR Electron at 2GeV/c



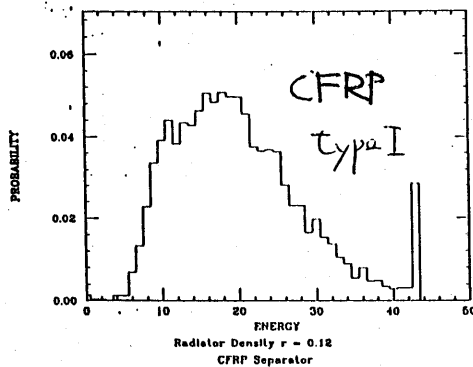
dE/dX + TR Electron at 2GeV/c



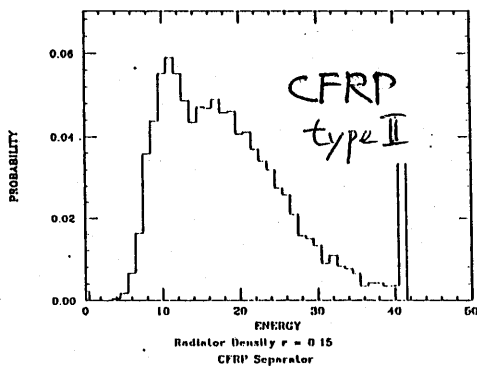
dE/dX + TR Electron at 2GeV/c



dE/dX + TR Electron at 2GeV/c



dE/dX + TR Electron at 2GeV/c



$$\rho = 0.12 \text{ g/cm}^3$$

(a)

$$\rho = 0.15 \text{ g/cm}^3$$

(b)

fig 5-27